(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-116548 (P2002-116548A)

(43)公開日 平成14年4月19日(2002.4.19)

				() (p)	A I WALL T	1 /1 IO F	J (2002. 4. 19 <i>)</i>	
(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ			テーマ	J-ド(参考)	
G03F	7/0 9	501	G03F	7/09	501		H025	
B41N	1/08		B41N	1/08			H096	
	3/03	•		3/03			H114	
G03F	7/00	503	G03F	7/00	503		111114	
	7/004	505		7/004	505			
			審査請求		請求項の数1	OL	(全 32 頁)	
(21)出願番号		特願2000-309358(P2000-309358)	(71)出願人	0000052	01			
(22)出顧日		平成12年10月10日(2000, 10, 10)		富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地				
			(72)発明者	かい は おいまり は まんり は まんり は まんり は は は は は は は は は は は は は は は は は は は	文			
					駅郡吉田町川 原	₹4000∄	幹地 富士写	
			(74)代理人		/ 丛株式会社内			
			(14)10座人					
				开埋士	小栗 昌平	(外4名	i)	
			İ					
						£	最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 平版印刷版用原版

(57)【要約】

【課題】 感度、汚れ、耐刷性能を維持しながら、残色性能、残膜性能を良化できる平版印刷版用原版を提供する。

【解決手段】 電解粗面化処理後に、平均電流密度1~30A/dm²の電流を用い硫酸濃度300~500g/リットルの電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支持体上に、光熱変換剤を含有する画像形成層を有することを特徴とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電解粗面化処理後に、平均電流密度1~30A/dm²の電流を用い硫酸濃度300~500g/リットルの電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支持体上に、光熱変換剤を含有する画像形成層を有することを特徴とする平版印刷版用原版。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、平版印刷版用原版 に関し、特にデジタル信号に基づいた走査露光による製 10 版が可能であり、且つ、感度、汚れ性および耐刷性能を 維持しながら残色現象や残膜現象が起こり難い平版印刷 版用原版に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、近赤外~赤外線領域による露光で画像形成が可能で、特に該領域に発光領域を有するレーザーを用いて光照射の際に発生する発熱を利用して、画像を記録することによりコンピューター等のデジタルデータから直接製版が可能な、いわゆるヒートモード型CTP用平版印刷版用原版が注目されている。このヒート 20モード型CTP用平版印刷版用原版の一般的な構成としては、支持体上に光熱変換剤等を含有するヒートモード型の画像形成層を有するものである。

【0003】また、平版印刷版用原版の分野において、 支持体として金属製のものを用いる事が広く行われてい る。中でも、アルミニウムは酸性溶液中で陽極にして直 流電気を流すことで、酸化皮膜を生成する事が知られて おり、一般にアルマイト処理として知られている処理が 可能な上、軽量、安価という様々の利点がある。アルミ ニウム表面にアルマイト処理を行うと、アルミナ酸化皮 30 膜は金属アルミニウムに比べ、耐酸性や硬度が高い上 に、皮膜構造にポアと呼ばれる細孔が規則的に多数生成 し、BET法 (気体吸着法) による表面積が大幅に上が るので、親水性の向上、塗膜を形成する際の密着力の向 上等の利点がある事が知られている。また、画像形成層 として光熱変換剤等を含有するヒートモード型のものを 用いる場合には、支持体として熱伝導度が高い金属を用 いると十分な感度が得られないが、陽極酸化皮膜のポア 密度が高くなるほど陽極酸化皮膜中に占める細孔の体積 割合 (空隙率) が増加する為、陽極酸化皮膜が有する断 40 熱性が向上する。したがって、従来はポア構造を有効に 活かす為、ポア密度が高くなる様な低い電流密度で処理 をおこなっていた。通常は平均電流密度1~7A/dm ²、電解液濃度50~200g/リットルで処理をおこ なうのが通例である。

【0004】また、陽極酸化処理だけでは、汚れ性能や 耐刷性能等の全ての印刷性能を向上させる事は不可能な ので、金属基板表面に機械的粗面化処理、化学的溶解処 理i、電解粗面化処理、化学的溶解処理ii、親水化処理 を施す事がおこなわれている。その後、ヒートモード型 50

の画像形成層塗布液を塗布、乾燥させ、必要な大きさに 裁断して平版印刷版用原版を得る。このような従来の金 属表面処理方法で作成した印刷版用原版では、露光、必 要に応じて現像後、画像形成層が無くなった部分の色は 光沢の無い灰色をしており、画像形成層中のレーザー光 線吸収用の着色染料と鮮明なコントラストができるの で、露光現像が適切に行われたかどうかの確認作業、画 像のちょっとした汚れなどの、その場での手による修正 作業、印刷の際の適切なインキ配分の大まかな条件出し 作業等に役立っており、顧客ニーズの高い、重要な要素 である。ところが、従来の低い電流密度で陽極酸化処理 された平版印刷版用原版は、ポア密度が高いので、露 光、必要に応じて現像後、画像形成層中のレーザー光線 吸収用の着色染料がポア内部に残存する残色現像や、画 像形成層中のバインダーがポア内部に残存する残膜現象 が発生し易い問題があった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来の 技術の欠点を克服し、感度、汚れ、耐刷性能を維持しな がら、残色性能、残膜性能を良化できる平版印刷版用原 版を提供しようとするものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、鋭意努力の結果、金属支持体上に電解粗面化処理、平均電流密度 1~30A/dm²の電流を用い硫酸濃度300~500g/リットルの電解液中で陽極酸化処理、封孔処理、並びに、ヒートモード型の画像形成層の形成をこの順番に行う事で、感度が高く、汚れ、耐刷性能を維持しながら、残色性能、残膜性能が良化する事を見出した。即ち、本発明は、電解粗面化処理後に、平均電流密度1~30A/dm²の電流を用い硫酸濃度300~500g/リットルの電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支持体上に、光熱変換剤を含有する画像形成層を有することを特徴とする平版印刷版用原版である。

果的に画像形成層中で有効に作用するので高感度にな

【0008】しかしながら、比表面積が高いと画像形成 層や画像形成層中に含まれるレーザー光線吸収用の着色 染料を吸着して残色、残膜の原因となる。従って、残色 を減らす方法として、熱水封孔処理等の封孔処理を行う 事で、陽極酸化皮膜表面が被覆され比表面積が低下し、 同時にポア内部に画像形成層が入り込まなくなる為、残 色性能が良化する。しかし、封孔処理を行って陽極酸化 皮膜表面を被覆すると、ポア密度が減り、画像形成層が 10 ポア内部に入り込むくい打ち効果が減少し、画像形成層 の密着力が低下する。従って、本発明の平版印刷版用原 版では、画像形成層の密着力の低下を補う為、電解粗面 化処理を必須とする。

[0009]

【発明の実施の形態】以下、本発明の平版印刷版用原版 について、さらに詳細に説明する。

[金属支持体] 本発明の平版印刷版用原版に用いられる 金属支持体としては、少なくとも電解粗面化処理され、 且つ平均電流密度1~30A/dm²の電流を用い硫酸 濃度300~500g/リットルの電解液中で陽極酸化 処理されたものであれば特に限定されず、各種金属を用 いることができる。中でもアルミニウム、銅、ステンレ ス、メッキ鋼板等を用いるのが好適である。最も好まし くは、防錆性に優れ、リサイクル性が高く、比重が軽い ので取扱性に優れ、安価なアルミニウムが好適である。 この目的に供されるアルミニウム材質としては、JIS 1050材、JIS1100材、JIS1070材、A l-Mn系合金、Al-Mn-Mg系合金、Al-Zr 系合金、Al-Mg-Si系合金等が使用されている。 【0010】」IS1050材に関しては、本発明者等 によって開発された技術が下記の特許公報に開示されて いる。特開昭59-153861号、特開昭61-51 395号、特開昭62-146694号、特開昭60-215725号、特開昭60-215726号、特開昭 60-215727号、特開昭60-216728号、 特開昭61-272367号、特開昭58-11759 号、特開昭58-42493号、特開昭58-2212 54号、特開昭62-148295号、特開平4-25 4545号、特開平4-165041号、特公平3-6 40 8939号、特開平3-234594号、特公平1-4 7545号及び特開昭62-140894号各公報。ま た、特公平1-35910号公報、特公昭55-288 7.4号公報等に開示された技術も知られている。

【0011】 JIS1070材に関しては、本発明者等 によって開発された技術が下記の特許公報に開示されて いる。特開平7-81264号、特開平7-30513 3号、特開平8-49034号、特開平8-73974 号、特開平8-108659号及び特開平8-9267 9号各公報。AI-Mg系合金に関しては、本発明者等 50 材とするフィルタや、グラスクロスフィルタ等を用いた

によって開発された技術が下記の特許公報に開示されて いる。特公昭62-5080号、特公昭63-6082 3号、特公平3-61753号、特開昭60-2034 96号、特開昭60-203497号、特公平3-11 635号、特開昭61-274993号、特開昭62-23794号、特開昭63-47347号、特開昭63 -47348号、特開昭63-47349号、特開昭6 4-1293号、特開昭63-135294号、特開昭 63-87288号、特公平4-73392号、特公平

7-100844号、特開昭62-149856号、特 公平4-73394号、特開昭62-181191号、 特公平5-76530号、特開昭63-30294号及 び特公平6-37116号各公報。また、特開平2-2 15599号、特開昭61-201747号各公報等に も開示されている。

【0012】Al-Mn系合金に関しては、本発明者等 によって開発された技術が下記の特許公報に開示されて いる。特開昭60-230951号、特開平1-306 288号及び特開平2-293189号各公報。また、 20 特公昭54-42284号、特公平4-19290号、 特公平4-19291号、特公平4-19292号、特 開昭61-35995号、特開昭64-51992号、 特開平4-226394号各公報、米国特許5,00 9. 722号及び同5,028,276号各明細書等に も開示されている。AI-Mn-Mg系合金に関して は、本発明者等によって開発された技術が下記の特許公 報に開示されている。特開昭62-86143号及び特 開平3-222796号各公報。また、特公昭63-6 0824号、特開昭60-63346号、特開昭60-63347号、特開平1-293350号各公報、欧州 特許223737号、米国特許4,818,300号、 英国特許1,222,777号各明細書等にも開示され ている。

【0013】A1-Zr系合金に関しては、本発明者等 によって開発された技術が下記の特許公報に開示されて いる。特公昭63-15978号及び特開昭61-51 395号各公報。また、特開昭63-143234号、 特開昭63-143235号各公報等にも開示されてい る。Al-Mg-Si系合金に関しては、英国特許1, 421,710号明細書等に開示されている。

【0014】平版印刷版用支持体に用いるアルミニウム 又はアルミニウム合金板を得るには、一般に、先ず前記 したような含有成分及び合金成分割合のアルミニウム合 金溶湯を常法に従い清浄化処理を施し、鋳造する。清浄 化処理には、溶湯中の水素などの不要なガスを除去する ために、フラックス処理、アルゴンガス、塩素ガス等を 用いた脱ガス処理、セラミックチューブフィルタ、セラ ミックフォームフィルタ等のいわゆるリジッドメディア フィルタや、アルミナフレーク、アルミナボール等を濾

フィルタリング、或いは、脱ガスとフィルタリングを組 み合わせた処理が行われる。これらの清浄化処理は、溶 湯中の非金属介在物、酸化物等の異物による欠陥、溶湯 に溶け込んだガスによる欠陥を防ぐために実施されるこ とが望ましい。溶湯のフィルタリングに関しては、特開 平6-57432号、特開平3-162530号、特開 平5-140659号、特開平4-231425号、特 開平4-276031号、特開平5-311261号、 特開平6-136466号各公報等に記載されている。 また、溶湯の脱ガスに関じては特開平5-51659 号、実開平5-49148号各公報等に記載されてい る。本発明者らも特開平7-40017号公報に溶湯の 脱ガスに関する技術を開示している。

【0015】以上のように、清浄化処理を施された溶湯 を用いて鋳造を行う。鋳造方法に関しては、DC鋳造法 に代表される固体鋳型を用いる方法と、連続鋳造法に代 表される駆動鋳型を用いる方法がある。DC鋳造法を用 いた場合、冷却速度は0.5~30℃/秒の範囲で凝固 する。0.5℃/秒未満であると粗大な金属間化合物が 多数形成される。連続鋳造法には、ハンター法、3 C法 20 に代表される冷却ロールを用いる方法が、また、ハズレ 一法、アルスイスキャスターII型に代表される冷却ベル トや冷却ブロックを用いる方法が工業的に行われてい る。連続鋳造法を用いる場合には、冷却速度が100~ 1000℃/秒の範囲で凝固する。一般的には、DC鋳 造法に比べて冷却速度が速いため、アルミマトリックス に対する合金成分固溶度を高くできる特徴がある。連続 鋳造法に関しては、本発明者等によって、特開平3-7 9798号、特開平5-201166号、特開平5-1 56414号、特開平6-262203、特開平6-1 30 22949号、特開平6-210406号、特開平6-26308号各公報等に開示されている。DC鋳造を行 った場合、板厚300~800mmの鋳塊が製造でき る。

【0016】その鋳塊は、常法に従い、必要に応じて面 削を行い、表層の1~30mm、好ましくは1~10m mを切削する。その前後、必要に応じて、均熱化処理を 行う。均熱化処理を行う場合、金属間化合物が粗大化し ないように、450~620℃で1時間以上、48時間 以下の熱処理が施される。熱処理が1時間より短い場合 40 には、均熱化処理の効果が不十分となる。次いで、熱間 圧延、冷間圧延を行ってアルミニウム圧延板とする。熱 間圧延の前または後、またはその途中において中間焼鈍 処理を施してもよい。この場合の中間焼鈍条件は、バッ チ式焼鈍炉を用いて280~600℃で2~20時間、 好ましくは350~500℃で2~10時間加熱する方 法や、連続焼鈍炉を用いて、10~200℃/秒の昇温 速度で加熱すると、結晶組織を細かくすることもでき る。以上の工程によって、厚さ0.1~0.5mmに仕

ローラレベラ、テンションレベラ等の矯正装置によって 平面性を改善してもよい。平面性の改善は、アルミニウ ム板をシート状にカットした後に行ってもよいが、生産 性を向上させるためには、連続したコイルの状態で平面 性改善を行うことが好ましい。

【0017】また、板巾を所定の巾に加工するため、ス リッタラインを通してもよい。また、アルミニウム板同 志の摩擦による傷の発生を防止するために、アルミニウ ム板の表面に薄い油膜を設けてもよい。油膜には、必要 10 に応じて、揮発性のものや、不揮発性のものが適宜用い られる。なお、冷間圧延に関して、本発明者等は、特開 平6-210308号公報等に開示している。連続鋳造 を行った場合、例えば、ハンター法等の冷却ロールを用 いると板厚1~10mmの鋳造板を直接連続鋳造でき、 熱間圧延の工程を省略できるメリットが得られる。ま た、ハズレー法等の冷却ロールを用いると、板厚10~ 50mmの鋳造板が鋳造でき、一般的に、鋳造直後に熱 間圧延ロールを配置し連続的に圧延することで、板厚1 ~10mmの連続鋳造圧延板が得られる。これらの連続 鋳造圧延板は、DC鋳造の場合に説明したのと同じよう に、冷間圧延、中間焼鈍、平面性改良、スリット等の工 程を経て $0.1 \sim 0.5 mm$ の板厚に仕上げられる。連 続鋳造法を用いた場合の中間焼鈍条件、冷間圧延条件に ついては、本発明者等によって、特開平6-22059 3号、特開平6-210308号、特開平7-5411 1号、特開平8-92709号各公報等に開示されてい る。前記した方法で製造されたアルミニウム板を、平版 印刷版用支持体として使用する場合、その用途によっ て、以下に述べる種々の特性が望まれる。

【0018】強度に関して:印刷版用支持体として必要 な腰の強さを得るため、0.2%耐力が140MPa以 上あることが望ましい。また、バーニング処理を行った ときにもある程度の腰の強さを得るためには、270℃ で3~10分間加熱後の0.2%耐力が80MPa以 上、望ましくは100MPa以上あることがよい。特 に、腰の強さを求める場合は、MgやMnを添加したア ルミニウム材料を採用することができるが、印刷機の版 胴へのフィットし易さは劣ってくるため、用途に応じ て、材質、微量成分の添加量は適宜選択される。これら について、本出願人は、特開平7-126820号、特 開昭62-140894号各公報等に開示している。

【0019】結晶組織に関して:平版印刷版用支持体と して、化学的な表面処理、電気化学的な表面処理を行う 場合、アルミニウム板の表面の結晶組織に起因する面質 不良が発生する場合があり、表面の結晶組織は、あまり 粗大でないことが好ましい。結晶組織の巾としては、2 00μ m以下、好ましくは 100μ m以下、更に好まし くは50μm以下がよい。結晶組織の長さとしては、5 000μm以下、好ましくは1000μm以下、更に好 上げられたアルミニウム板は、平面性を改善するために 50 ましくは500μm以下がよい。これらに関して、本出

願人は、特開平6-218495号、特開平7-399 06号、特開平7-124609号各公報等に開示して いる。

7

【0020】合金成分分布に関して:平版印刷版用支持 体として、化学的な表面処理、電気化学的な表面処理を 行う場合、アルミニウム板の表面の合金成分の不均一な 分布に起因する面質不良が発生する場合があり、表面の 合金成分分布はあまり不均一でないことが好ましい。こ れらに関して、本出願人は、特開平6-48058号、 特開平5-301478号、特開平7-132689号 10 各公報等に開示している。

金属間化合物に関して:平版印刷版用支持体として、化 学的な表面処理、電気化学的な表面処理を行う場合、金 属間化合物のサイズや密度の影響を受けることがある。 これらに関して、本出願人は、特開平7-138687 号、特開平4-254545号各公報に開示している。

【0021】アルミニウムの荷姿としては、例えば鉄製 パレットにハードボードとフェルトを敷き、製品両端に ダンボールドーナツ板を当て、ポリチューブで全体を包 み、コイル内径部に木製ドーナツを挿入し、コイル外周 20 部にフェルトを当て、帯鉄で絞め、その外周部に表示を 行う。また、包装材としては、ポリエチレンフイルム、 緩衝材としては、ニードルフェルト、ハードボードが用 いられる。この他いろいろな形態があるが、安定して、 キズも付かず運送等が可能な事が重要である。

【0022】このようなアルミニウム板に以下の様な表 面処理を行う。この前処理は、代表的には、トリクレン 等の溶剤や界面活性剤を用いてのアルミニウム板表面の 圧延油の除去や、水酸化ナトリウムや水酸化カリウム等 のアルカリエッチング剤を用いての清浄なアルミニウム 30 板表面の露出である。具体的には、溶剤脱脂方法として は、ガソリン、ケロシン、ベンジン、ソルベントナフ サ、ノルマルヘキサン等の石油系溶剤を用いる方法、ト リクロルエチレン、メチレンクロライド、パークロルエ チレン、1,1,1ートリクロルエタン等の塩素系溶剤 を用いる方法がある。アルカリ脱脂方法としては、水酸 化ナトリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、硫 酸ナトリウム等のソーダ塩の水溶液を用いる方法、オル トケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、二号ケイ 酸ナトリウム、三号ケイ酸ナトリウム等のケイ酸塩の水 40 溶液を用いる方法、第一燐酸ナトリウム、第三燐酸ナト リウム、第二燐酸ナトリウム、トリポリリン酸ナトリウ ム、ピロリン酸ナトリウム、ヘキサメタリン酸ナトリウ ム等の燐酸塩水溶液を用いる方法等がある。アルカリ脱 脂方法を用いる場合、処理時間、処理温度によって、ア ルミニウム表面が溶解する可能性があり得るので、脱脂 処理については、溶解現象が伴わないようにする必要が ある。界面活性剤による脱脂処理としては、アニオン界 面活性剤、カチオン界面活性剤、非イオン性界面活性

販品等を用いることが出来る。脱脂方法としては、浸漬 法、吹き付け法、液を布等に含ませて擦る方法等用いる ことが出来る。また、浸漬や吹き付け法には、超音波を 用いてもよい。上記脱脂処理に関して、例えば特開平2 -26793号公報を参照することができる。

【0023】 [電解粗面化処理] 本発明における電解粗 面化処理は、特に限定されないが、特開平11-846 75号公報に記載のような、陰極電解処理の前後に酸性 溶液中での交番波形電流による第1及び第2の電解処理 を行うことが好ましい。陰極電解処理により、アルミニ ウム板の表面にスマットが生成するとともに、水素ガス が発生してより均一な電解粗面化が可能となる。先ず、 酸性溶液中での交番波形電流による第1及び第2の電解 粗面化処理について説明する。尚、この電解粗面化処理 は、第1の処理と第2の処理とが同一条件であっても、 また好ましい処理条件の範囲においてそれぞれ異なって いてもよい。

【0024】アルミニウム支持体に電解粗面化処理を第 1及び第2の電解粗面化処理によて行う工程の一例を示 す。アルミニウム支持体を電解粗面化処理する装置とし ては、アルミニウム支持体の表面を電解粗面化する第1 表面側粗面化処理装置、アルミニウム支持体の表面を電 解粗面化する第2表面側粗面化処理装置、アルミニウム 支持体の裏側面を電解粗面化する裏面側粗面化処理装置 からなる。これらの表面側粗面化処理装置及び裏面側粗 面化処理装置は、それぞれ、電解槽に交流電源を介して 接続された一対の円弧状の主電極が配設されるととも に、主電極の上方に回転自在なドラムロールが配置され ている。そして、主電極とドラムロールの間には電解液 が充填されている。また、第1表面側粗面化処理装置、 第2表面側粗面化処理装置及び裏面側粗面化処理装置の 間には、パスロールが配置され、アルミニウム支持体の 走行路を形成している。また、第2表面側粗面化処理装 置と裏面側粗面化処理装置の間の走行路は、裏面側粗面 化処理装置においては表面がドラムロールに接し、裏面 が電解液に漬かるように、アルミニウム支持体を反転さ せる反転走行路となっている。そして、この反転走行路 に、電解液アルミニウム支持体に散布するスプレーが複 数設けられている。

【0025】以上のような装置でアルミニウム支持体を 製造するには、各粗面化処理装置の主電極に通電すると ともにアルミニウム支持体を走行させる。すると、アル ミニウム支持体は、その表面側が第1表面側粗面化処理 装置及び第2表面側粗面化処理装置で連続して粗面化さ れる。表面側が粗面化処理されたアルミニウム支持体 は、反転走行路を通って、表面側が裏面側粗面化処理装 置のドラムロールに接し、かつ裏面側が電解液に浸され るように、反転された状態で裏面側粗面化処理装置に送 られる。そして、この反転走行路を走行中に、スプレー 剤、及び両性界面活性剤の水溶液が用いられ、各種の市 50 から電解液を散布してアルミニウム支持体を常に濡れた

状態にする。

【0026】この電解粗面化処理は、例えば特公昭48 -28123号公報、英国特許896563号明細書に 記載されている電気化学的グレイン法に従うことができ る。この電解グレイニングは正弦波形の交流電流を用い るものであるが、特開昭52-58602号公報に記載 されているような特殊な波形を用いて行ってもよい。ま た、特開平3-79799号公報に記載の波形を用いる こともできる。また、特開昭55-158298、特開 昭56-28898、特開昭52-58602、特開昭 10 52-152302、特開昭54-85802、特開昭 60-190392、特開昭58-120531、特開 昭63-176187各号公報、特開平1-5889、 特開平1-280590、特開平1-118489、特 開平1-148592、特開平1-178496、特開 平1-188315、特開平1-154797、特開平 2-235794、特開平3-260100、特開平3 -253600、特開平4-72079、特開平4-7 2098、特開平3-267400、特開平1-141 としては、前述の他に、電解コンデンサーにて提案され ているものも使用できる。例えば、米国特許42761 29、同4676879号明細書等である。

【0027】電解液である酸性溶液としては、硝酸、塩 酸等の他、米国特許4671859、同466576、 同4661219、同4618405、同46262 8、同4600482、同4566960、同4566 958、同4566959、同4416972、同43 74710、同4336113、同4184932各号 明細書等の電解液も使用できる。酸性溶液の濃度は0. 5~2. 5重量%が好ましいが、上記のスマット除去処 理での使用を考慮すると、0.7~2.0重量%が特に 好ましい。また、液温は20~80℃、特に30~60 ℃が好ましい。

【0028】電解槽、電源としては、色々提案されてい るが、米国特許4203637号明細書、特開昭56-123400、特開昭57-59770、特開昭53-12738、特開昭53-32821、特開昭53-3 2822、特開昭53-32823、特開昭55-12 27500、特開平1-52100、特開平1-520 98、特開昭60-67700、特開平1-23080 0、特開平3-257199各号公報等に記載のものが ある。また、上述した特許以外にも、色々提案されてい る。例えば、特開昭52-58602、特開昭52-1 52302、特開昭53-12738、特開昭53-1 2739、特開昭53-32821、特開昭53-32 822、特開昭53-32833、特開昭53-328 24、特開昭53-32825、特開昭54-8580

84、特公昭48-28123、特公昭51-708 1、特開昭52-133838、特開昭52-1338 40、特開昭52-133844、特開昭52-133 845、特開昭53-149135、特開昭54-14 6234各号公報に記載のもの等ももちろん適用でき

【0029】この電解処理は、陽極電気量30~400 C/dm^2 、好ましくは $50\sim200C/dm^2$ で行わ れる。陽極電気量が30C/dm²未満では、均一なピ ットが生成されず、一方400C/dm²を越えるとピ ットが大きくなりすぎる。

【0030】上記第1及び第2の電解粗面化処理の間 に、アルミニウム板は陰極電解処理が施される。この陰 極電解処理により、アルミニウム板表面にスマットが生 成するとともに、水素ガスが発生してより均一な電解粗 面化が可能となる。この陰極電解処理は、酸性溶液中で 陰極電気量3~80C/dm²、好ましくは5~30C /dm²で行われる。陰極電気量が3C/dm²未満で は、スマット付着量が不足し、一方80C/dm²を越 094各号公報に記載の方法も適用できる。また周波数 20 えると、スマット付着量が過剰となり好ましくない。ま た、電解液は上記第1及び第2の電解粗面化処理で使用 する溶液と同一でも異なっていてもよい。

> 【0031】本発明の平版印刷版用原版の金属支持体 は、上記電解粗面化処理の他に、必要に応じて特開平1 1-84675号公報で開示されている機械的粗面化処 理、化学的溶解処理i、化学的溶解処理iiを行うこと が望ましい。その場合、機械的粗面化処理、化学的溶解 処理i、電解粗面化処理、化学的溶解処理iiの順で行 うことが望ましい。

【0032】 [機械的粗面化処理] この機械的粗面化に は転写、ブラシ、液体ホーニング等の方法があり、生産 性等を考慮して併用することもできる。凹凸面をアルミ ニウム板に圧接する転写方法としては、種々の方法を使 用することが出来る。即ち、前述の特開昭55-748 98号、特開昭60-36195号、特開昭60-20 3496号各公報の他、転写を数回行うことを特徴とし た特願平4-175945号明細書、表面が弾性である ことを特徴とした特開平6-24168号公報も適用可 能である。また、放電加工・ショットブラスト・レーザ 2896、特開昭55-132884、特開昭62-1 40 ー・プラズマエッチングなどを用いて、微細な凹凸を食 刻したロールを用いて繰り返し転写を行うことや、微細 粒子を塗布した凹凸のある面を、アルミニウム板に接面 させ、その上より複数回繰返し圧力を加え、アルミニウ ム板に微細粒子の平均直径に相当する凹凸パターンを複 数回繰り返し転写させても良い。転写ロールへ微細な凹 凸を付与する方法としては、特開平3-8635号、特 開平3-66404号、特開昭63-65017号各公 報などが公知となっている。また、ロール表面にダイ ス、バイトまたはレーザーなどを使って2方向から微細 2、特開昭55-122896、特開昭55-1328 50 な溝を切り、表面に角形の凹凸をつけてもよい。このロ

ール表面は、公知のエッチング処理などをおこなって、 形成した角形の凹凸が丸みを帯びるような処理をおこな ってもよい。表面の硬度を上げるために焼き入れ、ハー ドクロムメッキなどを行なってもよいことは勿論であ

【0033】ブラシを用いた機械的粗面化処理工程の一 例を示すと、走行させたアルミニウム板上に、研磨スラ リーを均一に散布して、ブラシロールを該表面上で回転 させて機械的粗面化処理を行う。研磨スラリーの散布と ができる。ブラシを用いる場合、曲げ弾性率が10,0 $0.0 \sim 4.0$, $0.0.0 \, \text{kg/cm}^2$ 、好ましくは1.5, 0 $0.0 \sim 3.5$, $0.0.0 \, \text{kg/cm}^2$ で、かつ毛腰の強さが 500g以下、好ましくは400g以下であるブラシ毛 を用いて、更に粒径20~80μm、好ましくは30~ 60μmの研磨材を用いることが好ましい。ブラシの材 質は、上記の機械的強度を備えるものが好ましく、上記 機械的強度以外でも使用可能である。例えば合成樹脂や 金属から適宜選択できる。合成樹脂としては、例えばナ イロン等のポリアミド、ポリプロピレン等のポリオレフ ィン、ポリ塩化ビニル、ポリブチレンテレフタレート等 のポリエステル、ポリカーボネート等を挙げることがで きる。また金属としては、ステンレスや真鍮等を挙げる ことができる。また、研磨材の材質も上記の粒径範囲が 好ましく、その材質は制限されるものではなく、従来よ り機械的粗面化処理に使用されているアルミナ、シリ カ、炭化ケイ素、窒化ケイ素等から選択される。機械的 粗面化処理は、上記のブラシ毛を有するロールブラシを 高速回転させながらアルミニウム板表面に圧接するとと もに、上記の研磨材をロールブラシに供給することによ 30 り行われる。この時のロールブラシの回転数や圧接力、 研磨材の供給量等は特に制限されない。上記機械的粗面 化に適した装置としては、例えば特公昭50-4004 7号公報に記載された装置を挙げることができる。

[0034] Ra e^{0} . $1 \mu m^{0}$. $5 \mu m$ e^{-5} に細いナイロンブラシ(0.9号~3号)と微細な研磨 剤(平均粒径10μm~30μm:パミス、珪砂等)の 組み合わせが特に好適である。

【0035】 [化学的溶解処理 i] 上記の様に機械的粗 面化処理を行った後、アルミニウム板の平滑化、均斉化 40 等を目的として、アルミニウム表面をpH11以上、好 ましくはpH13以上のアルカリ溶液を用いて化学的エ ッチング処理を行う。

【0036】アルミニウム表面を化学的エッチング処理 を行う工程を示すと、走行したアルミニウム板をエッチ ング処理槽に通過させ、同処理槽内で、アルカリ溶液を スプレー噴射によってアルミニウム板の幅方向にわたっ て均一に処理液(水酸化ナトリウムを主とするエッチン グ液)をスプレーして表面エッチングを行う。アルミニ ウム板がエッチング槽を出るとき、ニップロールで板の 50

表面を拭って処理液の槽外への持ち出しを防ぐ。

【0037】エッチング処理の間に処理液中の水酸化ナ トリウム成分は反応により減少し、アルミニウムイオン 含量は増加し、また水は蒸発し減少する等処理液の量お よび成分濃度は変化する。このため、調液タンク内の処 理液には水酸化ナトリウム溶液と水の補給が行われる が、増加するアルミニウムイオンを除去しないで補給液 によって処理液中のアルミニウムイオンを所定の濃度に 保つのは無駄が多い。このため、調液タンク内の処理液 ブラシロールによる粗面化処理を2か所以上で行うこと 10 の一部を拡散透析槽および析出槽へ循環使用中の処理液 の一部を適時に送液し、アルミニウムイオンを系外に除 去する。拡散透析槽では、送液された処理液の約70% が水酸化ナトリウム液として回収され、調液タンクに戻 される。一方、拡散透析槽で透析によって過飽和のアル ミン酸ソーダ溶液となった透析廃液は、析出槽へ送られ る。拡散透析槽では、蒸発した水を補給するため水を加 えることが出来る。析出槽では拡散透析槽からの透析廃 液と調液タンクからの処理液を混合して、混合液から過 飽和のアルミン酸ソーダ溶液中の水酸化アルミニウムの 種子を核として水酸化アルミニウムを結晶化させる。ア ルミニウムイオンが除去された水酸化ナトリウム液を主 とする処理液と水酸化アルミニウムの結晶との混合物は シックナーへ送られ、結晶化した水酸化アルミニウムは ドラムフィルターで離漿し、ホッパーに集められる。一 方、水酸化ナトリウム液を主とする処理液は回収液とし て、調液タンクに戻される。

> 【0038】拡散透析を用いた方法以外に、結晶化させ る晶析法等を使用してもよい。化学的エッチング処理に おけるエッチング量は、 $3g/m^2$ 以上 $25g/m^2$ 以 下、好ましくは $3g/m^2$ 以上 $15g/m^2$ 以下である。 エッチング量が3g/m²未満では、機械的粗面化処理 により形成された凹凸を平滑化できず、後段の電解処理 において均一なピットを生成できない。一方、エッチン グ量が25g/m²を越えると、前記凹凸が消失してし まう。使用可能なアルカリ溶液として、例えば水酸化ナ トリウム、炭酸ナトリウム、重炭酸ナトリウム、硫酸ナ トリウム等のソーダ塩水溶液、オルトケイ酸ナトリウ ム、メタケイ酸ナトリウム、二号ケイ酸ナトリウム、三 号ケイ酸ナトリウム等のケイ酸塩水溶液、第一燐酸ナト リウム、第二燐酸ナトリウム、第三燐酸ナトリウム、ト リポリリン酸ナトリウム、ピロリン酸ナトリウム、ヘキ サメタリン酸ナトリウム等の燐酸塩水溶液等を挙げるこ とができる。処理条件としては、アルカリ溶液の濃度 0.01%~50重量%、液温20℃~90℃、時間5 秒~5分間であり、上記のエッチング量となるように適 時選択される。

> 【0039】上記アルカリ溶液によりアルミニウム板表 面の化学的エッチング処理すると、その表面に不溶解残 渣部すなわちスマットが生成する。そこで、後に行われ る電解粗面化処理に使用される酸性溶液と同一組成の酸

性溶液を用いてスマットを除去する。好ましい処理条件は、液温30~80℃、時間3秒~3分である。次いで、この様にして処理されたアルミニウム板に電解粗面化処理を行う。

【0040】 [化学的溶解処理 i i] 前記電解粗面化処理の後、アルミニウム板をp H 1 以上のアルカリ溶液を用いて第2の化学的エッチング処理を行う。この第2の化学的エッチング処理に使用されるp H 1 以上のアルカリ溶液は、上記第1 の化学的エッチング処理で使用されるアルカリ溶液と同一で構わないし、異なるアルカリ溶液を用いてもよい。但し、エッチング量は第1 の化学的エッチング処理とは異なり、0. $1 \sim 8$ g/m²、好ましくは0. $2 \sim 3$. 0 g/m²、更に好ましくは0. $5 \sim 1$. 5 g/m²である。エッチング量が0. 1 g/m²未満では、電解処理によって得られたピット端部を平滑化できず、一方8 g/m²を越えるとピットが消失する。

【0041】上記の化学的エッチング処理によりスマッ トが生成するため、アルミニウム板は、硫酸を主体とす る溶液を用いてスマットの除去を行う。ここで、硫酸を 20 能となった。 主体とする溶液とは、硫酸単独溶液の他、燐酸、硝酸、 クロム酸、塩酸等を適宜混合してなる混合溶液である。 この硫酸を主体とする溶液を用いるスマット除去は、例 えば特開昭53-12739号公報を参照することがで きる。また、アルカリ処理を組み合わせてもよく、例え ば特開昭56-51388号公報を参照することができ る。更に、特開昭60-8091、特開昭63-176 188、特開平1-38291、特開平1-12738 9、特開平1-188699、特開平3-17760 0、特開平3-126891、特開平3-191100 30 各号公報等に記載された方法を併用することもできる。 【0042】 [陽極酸化処理] 次いで、アルミニウム板 の表面に、陽極酸化皮膜を形成する。アルミニウム板の 表面を陽極酸化処理する工程の一例を示す。アルミニウ ム板は、搬送され、電解液が貯溜された給電槽内で、給 電電極によって(+)に荷電される。そして、アルミニ ウム板は、電解処理槽に向けて搬送される。次いで、ア ルミニウム板は、電解電極によって(一)に荷電される ことにより、その表面に陽極酸化皮膜が形成され、電解 処理槽を出たアルミニウム板は後工程に搬送される。給 40 電電極と電解電極とは、直流電源に接続されている。こ のような陽極酸化処理装置を使用して、硫酸濃度50~ 500g/リットルで、アルミニウム濃度5重量%以下 の溶液中で、アルミニウム板を陽極として通電して陽極 酸化膜を形成することができる。前記溶液には燐酸、ク ロム酸、しゅう酸、スルファミン酸、ベンゼンスルホン 酸等を配合してもよい。形成される酸化皮膜量は、1. $0\sim5.0 \text{ g/m}^2$ 、特に1.5~4.0 g/m²である ことが好ましい。陽極酸化の処理条件は、使用される電 解液によって種々変化するので、一概にいえないが一般 50

的には、電解液の濃度が $50\sim500$ g/リットル、液温 $5\sim70$ ^{\odot}、電流密度 $0.5\sim60$ A/d m^2 、電圧 $1\sim100$ V、電解時間15秒 ~50 分の範囲であり、上記の被膜量となるように調整される。

【0043】電解装置としては、特開昭48-26638、特開昭47-18739、特公昭58-24517号各公報等に紹介されている。また、特開昭54-81133、特開昭57-512894、特開昭57-51289、特開昭57-51290、特開昭57-54300、特開昭57-136596、特開昭57-54300、特開昭57-136596、特開昭62-136596、特開昭63-176494、特開平4-176897、特開平4-280997、特開平4-176897、特開平5-125597、特開平5-195291各号公報等に記載されている方法も使用できる。このような装置にて、陽極酸化処理する際の平均電流密度を1~30A/dm²とし、電解液の硫酸濃度を300~500g/リットルとすることで、ポア密度を増やすことが可能となった。

【0044】[封孔処理] 封孔処理とは、多孔質の陽極酸化皮膜の穴を金属酸化物、水酸化物または塩等で塞ぐ処理である。適用される封孔処理としては、熱水処理、沸騰水処理、水蒸気処理、重クロム酸塩処理、亜硝酸塩処理、酢酸アンモニウム塩処理、電着封孔処理などの公知の方法を用いて行うことができる。熱水処理、水蒸気処理、あるいは沸騰水処理方法としては、例えば、特開平4-176690号公報、同5-131773号公報など数多くの公知例がある。処理温度は95~200℃程度、好ましくは100~150℃程度がよく、処理時間は、100℃では5~150秒間程度、150℃では1~30秒間程度が好ましい。

【0045】別の封孔処理として、特公昭36-22063号公報などに記載されているようなフッ化ジルコン酸処理を用いることもできる。あるいは、特開平9-244227号公報に記載されているリン酸塩および無機フッ素化合物を含む水溶液で処理する方法を用いることができる。また、特開平9-134002号公報に記載されている糖を含む水溶液で処理する方法を用いることもできる。そのほか、特開2000-81704号公報および特開2000-89466号公報に記載されているチタンとフッ素を含む水溶液で処理する方法を用いるまとができる。また、アルカリ金属珪酸塩を用いた処理を行ってもよく、その場合は、米国特許3181461号などに記載されている方法を用いることができる。

【0046】アルカリ金属珪酸塩処理では、液のゲル化および陽極酸化皮膜の溶解を起こすことのない25℃でのpHが10~13であるアルカリ金属珪酸塩水溶液を用いて、アルカリ金属珪酸塩濃度、処理温度、処理時間などの処理条件を適宜選択して封孔処理を行うことがで

きる。好適なアルカリ金属珪酸塩としては、珪酸ナトリ ウム、珪酸カリウム、珪酸リチウムなどを挙げることが できる。また、アルカリ金属珪酸塩水溶液のpHを高く 調整するために、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 水酸化リチウムなどを配合することができる。さらに必 要に応じて、アルカリ金属珪酸塩水溶液にアルカリ土類 金属塩もしくは第IVB族金属塩を配合してもよい。この アルカリ土類金属塩としては、硝酸カルシウム、硝酸ス トロンチウム、硝酸マグネシウム、硝酸バリウムのよう 塩、リン酸塩、酢酸塩、蓚酸塩、硼酸塩などの水溶液の 塩が挙げられる。第IVB族金属塩としては、四塩化チタ ン、三塩化チタン、フッ化チタンカリウム、蓚酸チタン カリウム、硫酸チタン、四ヨウ化チタン、塩化酸化ジル コニウム、二酸化ジルコニウム、オキシ塩化ジルコニウ ム、四塩化ジルコニウムなどを挙げることができる。ア ルカリ土類金属塩もしくは第IVB族金属塩は、単独また は2種以上組み合わせて使用することができる。これら の金属塩の好ましい使用量範囲は0.01~10重量% であり、さらに好ましい範囲は $0.05\sim5.0$ 重量% 20 化タングステン、ホウ化クロムなどが挙げられる。ま である。

【0047】上記の処理を行った金属支持体の表面は、 中心線平均粗さ(Ra)が $0.1\sim0.5\mu$ mであり、 又平均粗さ (Rz) が1. $0\sim5$. 0μ mであることが 好ましい。RaがO.5μmを超えると、画像形成層と の密着性は改善するものの、レーザー露光による画像形 成の際に、凹部分に画像形成層が残留し易いため、レー ザー照射強度を上げる必要が生じ、感度低下要因となっ てしまう上、画像形成層と金属支持体の界面での反射光 が乱反射する為、網点が太ることで、解像度が低下する 30 要因になる。

【0048】 [画像形成層] 本発明の平版印刷版用原版 の画像形成層は、光熱変換剤を含有するものであり、以 下の3タイプに分類される。

タイプI:熱によって、溶融除去(アブレーション)し て、最上層の画像形成可能な層のレーザー照射部分が空 中に飛散し、最上層側に金属層が出現する。(アブレー ションポジ)

タイプII:最上層の画像形成可能な層が熱によって分 したり、膜強度が著しく劣化し、その後、現像工程で、 レーザー照射部が除去される。 (サーマルポジ) タイプIII:最上層の画像形成可能な層が熱によって重 合、硬化する等して、現像液に対して不溶な性質に変化 したり、膜強度が著しく強化し、その後、現像工程で、 レーザー未照射部が除去される。 (サーマルネガ)

【0049】「アブレーションポジ型画像形成層」タイ プー型の具体例としては、無機物では、金属としてC r、Ti、活字合金として知られているPb-Sb-S nの3元合金等の疎水性を有する材料や、石炭、木炭、

ダイヤモンド、DLC (ダイヤモンドライクコーティン グ)、グラファイト、クラッシーカーボン等の炭素類、 酸化物、チッ化物、ケイ化物、炭化物などである。ま た、単体のみではなく混合物でも良い。

【0050】上記の具体例としては、酸化アルミニウ ム、酸化珪素、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化ハ フニウム、酸化バナジウム、酸化ニオブ、酸化タンタ ル、酸化モリブデン、酸化タングステン、酸化クロムな どが挙げられる。また、チッ化アルミニウム、チッ化珪 な硝酸塩や、これらのアルカリ土類金属の硫酸塩、塩酸 10 素、チッ化チタン、チッ化ジルコニウム、チッ化ハフニ ウム、チッ化バナジウム、チッ化ニオブ、チッ化タンタ ル、チッ化モリブデン、チッ化タングステン、チッ化ク ロム、チッ化珪素、チッ化ホウ素などが挙げられる。ま た、ケイ化チタン、ケイ化ジルコニウム、ケイ化ハフニ ウム、ケイ化バナジウム、ケイ化ニオブ、ケイ化タンタ ル、ケイ化モリブデン、ケイ化タングステン、ケイ化ク ロムなどが挙げられる。また、ホウ化チタン、ホウ化ジ ルコニウム、ホウ化ハフニウム、ホウ化バナジウム、ホ ウ化ニオブ、ホウ化タンタル、ホウ化モリブデン、ホウ た、炭化アルミニウム、炭化珪素、炭化チタン、炭化ジ ルコニウム、炭化ハフニウム、炭化バナジウム、炭化ニ オブ、炭化タンタル、炭化モリブデン、炭化タングステ ン、炭化クロムなどがあげられる。

> 【0051】これらの無機物は、無機物の中でもYAG レーザーやLDレーザー等の760~1064nmの波 長の光の吸収率が高いので、熱によって画像形成可能な 層がアブレーションして、剥離する材料である。中でも 親インキ性を示す、Cr、Ti、Pb-Sb-Sn、ダ イヤモンド、DLC、TiO2、BaTiO3、SrTi O₃、Si₃N₄、SiC等が望ましい。画像形成可能な 層として形成するには蒸着、CVD、ゾルーゲル法、ス パッタリング法、イオンプレーティング法、拡散法、電 着法、メッキ法などを適宜用いることができる。また、 アブレーション後に、一般的に行われているように、物 理的にブラシ等で掻き取ったりする工程を併用し、残留 物を除去してもよい。

【0052】有機物の具体例としては、親インキ性のポ リマーとして一般に知られている、PMMA(ポリメチ 解、軟化する等して、現像液に対して可溶な性質に変化 40 ルメタアクリレート)、EMA-スチレン、ポリスチレ ン、ノボラックがある。これらのポリマーは書き込み用 レーザーの波長 (760~1064nm) の波長の光の 吸収率が低いので、適当な光熱変換材料を、溶解また は、分散、混合する必要がある。光熱変換材料としては 一般に市販されている各種のYAG、LDレーザーの波 長の光吸収色素Cyabsorb IR-165 (Am rican Cyanamid), Epolight III-117, Epolight III-130, Epo light III-180等が使用可能であり、また、

50 タイプ | の無機物の具体例に記載した各種無機物を粉末

としてポリマーに分散、混合してもよい。また、画像形 成層と支持体との密着力を向上させる為、各種下塗り剤 を塗布しても良い。

【0053】「サーマルポジ型画像形成層」タイプIIの サーマルポジ型画像形成層は、少なくとも、熱によって アルカリ可溶性となる高分子化合物と後に詳述する光熱 変換剤とを含有する。サーマルポジ型画像形成層に用い られる、熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合物 としては、フェノール性水酸基やカルボキシ基等の酸基 を有する樹脂が挙げられる。フェノール性水酸基を有す 10 る樹脂としてはレゾール型フェノール樹脂、ノボラック 型フェノール樹脂などが挙げられるが、そのなかでもノ ボラック樹脂が好ましい。本発明に好適に使用できるノ ボラック樹脂としては、例えば、フェノールホルムアル デヒド樹脂、m-クレゾールホルムアルデヒド樹脂、p ークレゾールホルムアルデヒド樹脂、o-クレゾールホ ルムアルデヒド樹脂、m-/p-混合クレゾールホルム アルデヒド樹脂、フェノール/クレゾール (m-, p -, o-及びm-/p-, m-/o-, o-/p-混合 のいずれでもよい) 混合ホルムアルデヒド樹脂のような 20 O-又は-NR^s-を表し、Yは単結合又は-CO-基 クレゾールホルムアルデヒド樹脂等が挙げられる。レゾ ール型のフェノール樹脂類も好適に用いられ、フェノー $\nu/\rho \nu$ ゾール (m-, p-, o-及びm-/p-, m-/o-, o-/p-混合のいずれでもよい) 混合ホル ムアルデヒド樹脂が好ましく、特に特開昭61-217 034号公報に記載されているフェノール樹脂類が好ま しい。

【0054】その他の、熱によってアルカリ可溶性とな る高分子化合物としては、例えばカルボキシ基を含む共 重合体が挙げられる。例えば、1分子中にカルボキシ基 30 (COOH基) と重合可能な不飽和結合を少なくとも1 つ以上有するモノマーとの共重合体が好ましい。カルボ キシ基を有するモノマーとしてはメタクリル酸、アクリ ル酸、イタコン酸等が挙げられるが、それ以外にも以下 の一般式 (I) ~ (III) に示すようなモノマーも好適に 用いられる。

[0055]

【化1】

$$CH_2=C$$
 $CO-X-R^2-COOH$
(I)

$$CH_2=C$$
 R^4 —COOH
(II)

$$CH_2 = C R^5$$

$$R^6 - O - Y - R^7 - COOH$$
(III)

【0056】R¹、R³、R⁵は水素、又はメチル基を、 R²、R⁴、R⁶、R⁷はそれぞれ置換基を有していてもよ い炭素数1~12のアルキレン基、シクロアルキレン 基、アリーレン基、又はアラルキレン基を表し、Xは一 を表す。R^sは水素原子、置換基を有していてもよい炭 素数1~12のアルキル基、シクロアルキル基、アリー ル基又はアラルキル基を表す。具体的にはN-(4-カ ルボキシフェニル) - メタクリルアミド、N- (2-カ ルボキシフェニル) -アクリルアミド、N- (4-クロ ロー2ーカルボキシフェニル)ーメタクリルアミド、4 ーカルボキシフェニルエチルメタクリレート、4ーカル ボキシスチレン、2-カルボキシフェニロキシエチルア クリレート等が挙げられる。

【0057】上記のカルボキシ基を有するモノマー以外 の高分子化合物に、熱によってアルカリ可溶性となる性 質を付与するモノマーとしては、1分子中に、窒素原子 上に少なくとも1つの水素原子が結合したスルホンアミ ド基と、重合可能な不飽和結合をそれぞれ1つ以上有す る低分子化合物からなるモノマーが好ましい。その中で も、アクリロイル基、アリル基又はビニロキシ基と、無 置換或いはモノ置換アミノスルホニル基又は置換スルホ ニルアミノ基とを有する低分子化合物からなるモノマー が好ましい。このような化合物としては、例えば、下記 40 一般式 (IV) ~ (VIII) で示される化合物が挙げられ る。

[0058] 【化2】

特(11): 0 0 2 - 1 1 6 5 4 8 (P 2 0 0 2 - 1 1 6 5 4 8 A)

$$CH2=C$$

$$CO-X1-R2-SO2NH-R3$$
(IV)

$$CH_2=C$$
 $CO-X^2-R^5-NH-SO_2-R^6$
 (\forall)

$$CH_2=C$$
 $R^8-SO_2NH_2$
(VI)

$$CH_2 = C$$
 $R^{10} - O - Y^1 - R^{11} - SO_2NH - R^{12}$
(VII)

$$R^{13}$$
 $CH_2=C$
 $R^{14}-O-Y^2-R^{15}-NHSO_2-R^{16}$
(VIII)

【0059】式中、X¹、X²はそれぞれ-O-又は-N R¹⁷ーを表す。R¹、R⁴はそれぞれ水素原子又は-CH 3を表す。R²、R⁵、R⁸、R¹¹、R¹⁵はそれぞれ置換基 を有していてもよい炭素数1~12のアルキレン基、シ 30 クロアルキレン基、アリーレン基、又はアラルキレン基 を表す。R³、R¹⁷、R¹²は水素原子、置換基を有して いてもよい炭素数1~12のアルキル基、シクロアルキ ル基、アリール基又はアラルキル基を表す。また、 R⁶、R¹⁶は、置換基を有していてもよい炭素数1~1 2のアルキル基、シクロアルキル基、アリール基又はア ラルキル基を表す。R⁷、R⁹、R¹³は、水素原子又は一 CH3を表す。R10、R14はそれぞれ単結合又は置換基 を有していてもよい炭素数1~12のアルキレン基、シ クロアルキレン基、アリーレン基又はアラルキレン基を 40 表す。Y¹、Y²はそれぞれ単結合又は-CO-を表す。 具体的には、m-アミノスルホニルフェニルメタクリレ ート、N- (p-アミノスルホニルフェニル) メタクリ ルアミド、N- (p-トルエンスルホニル) アクリルア ミド等を好適に使用することができる。

【0060】また上記 (IV) ~ (VIII) 以外の他のモノ マーとしては、1分子中に、-CO-NH-SO₂-で 表される活性イミノ基と、重合可能な不飽和結合をそれ ぞれ1つ以上有する低分子化合物からなるモノマーも好 ましい。このような化合物としては、具体的には、N-50

(m-アミノスルホニル) メタクリルアミド、N-(p ーアミノスルホニル) メタクリルアミド、N- (p-ト ルエンスルホニル) アクリルアミド等を好適に使用する ことができる。また、フェノール性水酸基を有するアク リルアミド、メタクリルアミド、アクリル酸エステル、 メタクリル酸エステル又はヒドロキシスチレンからなる モノマーも他のモノマーとして好ましく用いられる。こ のような化合物としては、具体的にはN-(4-ヒドロ キシフェニル) アクリルアミド、N- (4-ヒドロキシ 10 フェニル) メタクリルアミド、o-、m-、p-ヒドロ キシフェニルアクリレート、o-、m-、p-ヒドロキ シスチレン等が挙げられる。

【0061】上記モノマーの共重合成分としては、例え ば、下記(1)~(11)に挙げるモノマーを用いるこ とができ、下記モノマーを2成分以上含んでもよい。

- (1) 例えば、2-ヒドロキシエチルアクリレート又は 2-ヒドロキシエチルメタクリレート等の脂肪族水酸基 を有するアクリル酸エステル類及びメタクリル酸エステ ル類。
- (2) アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル 20 酸プロピル、アクリル酸ブチル、アクリル酸アミル、ア クリル酸ヘキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ベ ンジル、アクリル酸2ークロロエチル、グリシジルアク リレート、Nージメチルアミノエチルアクリレート等の アルキルアクリレート。
 - (3) メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタ クリル酸プロピル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸 アミル、メタクリル酸ヘキシル、メタクリル酸シクロヘ キシル、メタクリル酸ベンジル、メタクリル酸ー2ーク ロロエチル、グリシジルメタクリレート、Nージメチル アミノエチルメタクリレート等のアルキルメタクリレー
 - (4).アクリルアミド、メタクリルアミド、N-メチロ ールアクリルアミド、Nーエチルアクリルアミド、Nー ヘキシルメタクリルアミド、N-シクロヘキシルアクリ ルアミド、Nーヒドロキシエチルアクリルアミド、Nー フェニルアクリルアミド、N-ニトロフェニルアクリル アミド、N-エチル-N-フェニルアクリルアミド等の アクリルアミドもしくはメタクリルアミド。
 - 【0062】(5) エチルビニルエーテル、2-クロロ エチルビニルエーテル、ヒドロキシエチルビニルエーテ ル、プロピルビニルエーテル、ブチルビニルエーテル、 オクチルビニルエーテル、フェニルビニルエーテル等の ビニルエーテル類。
 - (6) ビニルアセテート、ビニルクロロアセテート、ビ ニルブチレート、安息香酸ビニル等のビニルエステル
 - (7) スチレン、 α メチルスチレン、メチルスチレ ン、クロロメチルスチレン等のスチレン類。
 - (8) メチルビニルケトン、エチルビニルケトン、プロ

ピルビニルケトン、フェニルビニルケトン等のビニルケ

(9) エチレン、プロピレン、イソブチレン、ブタジエ ン、イソプレン等のオレフィン類。

(10) N-ビニルピロリドン、N-ビニルカルバゾー ル、4-ビニルピリジン、アクリロニトリル、メタクリ ロニトリル等。

(11) マレイミド、N-アクリロイルアクリルアミ ド、N-アセチルメタクリルアミド、N-プロピオニル メタクリルアミド、N- (p-クロロベンゾイル) メタ 10 ド、N- (m-エチルスルホニルアミノフェニル) -クリルアミド等の不飽和イミド。

【0063】これらの熱によってアルカリ可溶性となる 高分子化合物の重量平均分子量は500~200,00 0、数平均分子量は200~60,000であることが 好ましい。熱によってアルカリ可溶性となる高分子化合 物は単独で又は2種類以上を組み合わせて使用してもよ く、サーマルポジ型画像形成層全固形分中5~99重量 %、好ましくは10~95重量%、特に好ましくは20 ~90重量%の添加量で用いられる。添加量が5重量% 重量%を越えると感度、耐久性の両面で好ましくない。 サーマルポジ型画像形成層には、上記、熱によってアル カリ可溶性となる高分子化合物の他に、バインダーが好 適に添加される。バインダーとしては、ウレタン樹脂が 挙げられ、中でも、カルボキシ基或いはスルホンアミド 基を有するウレタン樹脂が好ましい。即ち、本発明に好 適に使用されるポリウレタン樹脂は、ジイソシアナート 化合物と、N上に少なくとも1つのH原子が結合したス ルホンアミド基を含有するジオール化合物との反応生成 物を基本骨格とするポリウレタン樹脂である。

【0064】本発明で好適に使用されるジイソシアナー ト化合物としては、2,4ートリレンジイソシアナー ト、2,4-トリレンジイソシアナートの二量体、2, 6-トリレンジイソシアナート、p-キシリレンジイソ シアナート、m-キシリレンジイソシアナート、4, 4' -ジフェニルメタンジイソシアナート、1, 5-ナ フチレンジイソシアナート、3,3'ージメチルビフェ ニルー4、4、-ジイソシアナート等の芳香族ジイソシ アナート化合物;ヘキサメチレンジイソシアナート、ト リメチルヘキサメチレンジイソシアナート、リジンジイ 40 体、水添ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加 ソシアナート、ダイマー酸ジイソシアナート等の如き脂 肪酸ジイソシアナート化合物;イソホロンジイソシアナ ート、4、4'ーメチレンビス(シクロヘキシルイソシ アナート)、メチルシクロヘキサン-2,4(又は2, 6) ジイソシアナート、1,3-(イソシアナートメチ ル) シクロヘキサン等の脂環族ジイソシアナート化合 物:1,3-ブチレングリコール1モルとトリレンジイ ソシアナート2モルとの付加体等のジオールとジイソシ アナートとの反応物であるジイソシアナート化合物等が 挙げられる。

【0065】また、N上に少なくとも1つのH原子が結 合したスルホンアミド基を含有するジオール化合物とし ては、p-(1,1-ジヒドロキシメチルエチルカルボ ニルアミノ) ベンゼンスルホンアミド、p-(1, 1-ジヒドロキシメチルエチルカルボニルアミノ) ベンゼン スルホンアミドのN-エチル体、N-(m-メチルスル ホニルアミノフェニル) -2, 2-ジヒドロキシメチル プロパンアミド、N-(p-メチルスルホニルアミノフ ェニル)-2,2-ジヒドロキシメチルプロパンアミ 2、2-ジヒドロキシメチルプロパンアミド、N-(p -エチルスルホニルアミノフェニル)-2,2-ジヒド ロキシメチルプロパンアミド、N-(2, 2-(ジヒド ロキシエチルアミノカルボニル) エチル) メタンスルホ ンアミド、N-(2,2-(ジヒドロキシエチルアミノ カルボニル) エチルベンゼンスルホンアミド、N-(2, 2-(ジヒドロキシエチルアミノカルボニル)エ チルーpートルエンスルホンアミド等が挙げられる。 【0066】これらのスルホンアミド基を含有するジオ 未満であると画像形成層の耐久性が悪化し、また、99 20 ール化合物は、単独で又は2種以上組み合わせて使用す ることができる。また更に、スルホンアミド基を有さ ず、イソシアナートと反応しない他の置換基を有してい てもよいジオール化合物をスルホンアミド基を有するジ オール化合物と併用することもできる。このようなジオ ール化合物としては、エチレングリコール、ジエチレン グリコール、トリエチレングリコール、テトラエチレン グリコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリ コール、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリ コール、ネオペンチルグリコール、1,3-ブチレング リコール、1,6-ヘキサンジオール、2-ブチルー 1, 4-ジオール、2, 2, 4-トリメチルー1, 3-ペンタンジオール、1, 4ービスー β ーヒドロキシエト キシシクロヘキサン、シクロヘキサンジメタノール、ト リシクロデカンジメタノール、水添ビスフェノールA、 水添ビスフェノールF、ビスフェノールAのエチレンオ キサイド付加体、ビスフェノールAのプロピレンオキサ イド付加体、ビスフェノールFのエチレンオキサイド付 加体、ビスフェノールFのプロピレンオキサイド付加 体、水添ビスフェノールAのエチレンオキサイド付加 体、ヒドロキノンジヒドロキシエチルエーテル、pーキ シリレングリコール、ジヒドロキシエチルスルホン、ビ ス (2-ヒドロキシエチル) -2, 4-トリレンジカル バメート、2, 4ートリレンービス(2ーヒドロキシエ チルカルバミド)、ビス(2-ヒドロキシエチル)-m ーキシリレンジカルバメート、ビス (2-ヒドロキシエ チル) イソフタレート、3,5-ジヒドロキシ安息香 酸、2、2-ビス(ヒドロキシメチル)プロピオン酸、 2, 2-ビス(2-ヒドロキシエチル)プロピオン酸、

50 2, 2-ビス (3-ヒドロキシプロピル) プロピオン

30

酸、ビス(ヒドロキシメチル)酢酸、ビス(4-ヒドロ キシフェニル) 酢酸、4,4-ビス(4-ヒドロキシフ ェニル)ペンタン酸、酒石酸等が挙げられる。

【0067】本発明に使用可能なポリウレタン樹脂は上 記ジイソシアナート化合物及びジオール化合物を非プロ トン性溶媒中、それぞれの反応性に応じた活性の公知な 触媒を添加し、加熱することにより合成される。使用す るジイソシアナート及びジオール化合物のモル比は好ま しくは $0.8:1\sim1.2:1$ 、より好ましくは0.85:1.1~1.1:1であり、ポリマー末端にイソシ アネート基が残存した場合、この末端をアルコール類又 はアミン類等で処理することにより、最終的にイソシア ナート基が残存しないポリウレタン樹脂が合成される。 本発明に使用可能なウレタン樹脂の重量平均分子量は 2,000以上が好ましく、より好ましくは5,000 ~30万である。また、数平均分子量は1,000以上 が好ましく、より好ましくは2,000~25万の範囲 である。また多分散度(重量平均分子量/数平均分子 量) は1以上が好ましく、より好ましくは $1.1 \sim 10$ の範囲である。また、本発明に使用可能なバインダー中 20 には、未反応の単量体が含まれていてもよい。この場 合、単量体のバインダー中に占める割合は15重量%以 下が望ましい。以上挙げたバインダーは単独でも用いる ことができるが、1種以上混合することも好ましい。中 でもノボラック樹脂と他に挙げたバインダーを混合して 用いることが好ましい。

【0068】本発明のサーマルポジ型画像形成層には、 更に必要に応じて、種々の添加剤を添加することができ る。例えばオニウム塩、oーキノンジアジド化合物、芳 香族スルホン化合物、芳香族スルホン酸エステル化合物 30 等の熱分解性であり、分解しない状態では、熱によって アルカリ可溶性となる高分子化合物の溶解性を実質的に 低下させる物質を併用することは、画像部の現像液への 溶解阻止性の向上を図る点では、好ましい。オニウム塩 としてはジアゾニウム塩、アンモニウム塩、ホスホニウ ム塩、ヨードニウム塩、スルホニウム塩、セレノニウム 塩、アルソニウム塩等を挙げる事ができる。

【0069】本発明において用いられるオニウム塩とし て、好適なものとしては、例えば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18, 387(1974) , T. S. Bal et a 401, Polymer, 21, 423(1980) 、特開平5-158230 号公報に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055 号、同4,069,056 号、特開平3-140140号公報に記載のア ンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984), C. S. Wen et al, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許 第4,069,055号、同4,069,056号に記載のホスホニウム 塩、J. V. Crivello et al, Macromorecules, 10(6), 13 07 (1977), Chem. & Eng. News, Nov. 28, p31 (1988), 欧州特許第104,143号、米国特許第339,049号、同第410, 50 デヒド樹脂あるいはクレゾールーホルムアルデヒド樹脂

201号、特開平2-150848号、特開平2-296514号に記載の ヨードニウム塩、J. V. Crivello etal, Polymer J. 17, 73 (1985), J. V. Crivello et al. J. Org. Chem., 4 3, 3055 (1978), W. R. Watt et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984), J. V. Crivello et al, Polymer Bull., 14, 279 (1985), J. V. Criv ello et al, Macromorecules, 14(5), 1141(1981), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979) 、欧州特許第370,693号、同233, 567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,3 77号、同3,902,114号、同410,201号、同339,049号、同 4,760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、独国特 許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号に記 載のスルホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromor ecules, 10(6), 1307 (1977), J.V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 1047 (197 9) に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Pro c. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988) に記載のアルソニウム塩等が挙げられる。

10

【0070】本発明において、ジアゾニウム塩が特に好 ましい。また、特に好適なジアゾニウム塩としては特開 平5-158230号公報記載のものが挙げられる。好 適なキノンジアジド類としては、oーキノンジアジド化 合物を挙げることができる。本発明に用いられるoーキ ノンジアジド化合物は、少なくとも1個の o ーキノンジ アジド基を有する化合物で、熱分解によりアルカリ可溶 性を増すものであり、種々の構造の化合物を用いること ができる。つまり、oーキノンジアジドは熱分解により バインダーの溶解抑制能を失うことと、oーキノンジア ジド自身がアルカリ可溶性の物質に変化することの両方 の効果により感材系の溶解性を助ける。本発明に用いら れる o ーキノンジアジド化合物としては、例えば、 J. コーサー著「ライトーセンシティブ・システムズ」(Jo hn Wiley & Sons. Inc.)第339~352頁に記載の化 合物が使用できるが、特に種々の芳香族ポリヒドロキシ 化合物あるいは芳香族アミノ化合物と反応させた。一キ ノンジアジドのスルホン酸エステルまたはスルホン酸ア ミドが好適である。また、特公昭43-28403 号公報に記 載されているようなベンゾキノン(1,2)-ジアジド スルホン酸クロライドまたはナフトキノン- (1, 2) - ジアジド-5-スルホン酸クロライドとピロガロール ーアセトン樹脂とのエステル、米国特許第3,046,120号 および同第3,188,210号に記載されているベンゾキノン - (1, 2) -ジアジドスルホン酸クロライドまたはナ フトキノン- (1, 2) -ジアジド-5-スルホン酸ク ロライドとフェノールーホルムアルデヒド樹脂とのエス テルも好適に使用される。

【0071】さらにナフトキノンー(1,2)ージアジ ドー4ースルホン酸クロライドとフェノールホルムアル

• 25 :

とのエステル、ナフトキノンー(1,2)ージアジドー 4-スルホン酸クロライドとピロガロールーアセトン樹 脂とのエステルも同様に好適に使用される。その他の有 用なoーキノンジアジド化合物としては、数多くの特許 に報告され知られている。例えば特開昭47-5303号、特 開昭48-63802号、特開昭48-63803号、特開昭48-9657 5号、特開昭49-38701号、特開昭48-13354号、特公昭4 1-11222号、特公昭45-9610号、特公昭49-17481号、 米国特許第2,797,213号、同第3,454,400号、同第3,544, 323号、同第3,573,917号、同第3,674,495号、同第3,78 5,825号、英国特許第1,227,602号、同第1,251,345号、 同第1,267,005号、同第1,329,888号、同第1,330,932 号、ドイツ特許第854,890号などの各明細書中に記載さ れているものを挙げることができる。oーキノンジアジ ド化合物の添加量は、好ましくはサーマルポジ型画像形 成層全固形分に対し、1~50重量%、更に好ましくは 5~30重量%、特に好ましくは10~30重量%の範 囲である。これらの化合物は単一で使用できるが、数種 の混合物として使用してもよい。

【0072】オニウム塩の対イオンとしては、四フッ化 20 ホウ酸、六フッ化リン酸、トリイソプロピルナフタレン スルホン酸、5-ニトローo-トルエンスルホン酸、5 -スルホサリチル酸、2,5-ジメチルベンゼンスルホ ン酸、2,4,6-トリメチルベンゼンスルホン酸、2 ーニトロベンゼンスルホン酸、3-クロロベンゼンスル ホン酸、3-ブロモベンゼンスルホン酸、2-フルオロ カプリルナフタレンスルホン酸、ドデシルベンゼンスル ホン酸、1-ナフトール-5-スルホン酸、2-メトキ シー4-ヒドロキシー5-ベンゾイルーベンゼンスルホ る。これらの中でも特に六フッ化リン酸、トリイソプロ ピルナフタレンスルホン酸や2,5-ジメチルベンゼン スルホン酸のごときアルキル芳香族スルホン酸が好適で ある。oーキノンジアジド化合物以外の添加剤の添加量 は、サーマルポジ型画像形成層全固形分に対し、好まし くは1~50重量%、更に好ましくは5~30重量%、 特に好ましくは10~30重量%である。

【0073】更に感度を向上させる目的で、環状酸無水 物類、フェノール類、有機酸類を併用することもでき る。環状酸無水物としては、米国特許第4,115,1 40 28号明細書に記載されている無水フタル酸、テトラヒ ドロ無水フタル酸、ヘキサヒドロ無水フタル酸、3,6 -エンドオキシーΔ4ーテトラヒドロ無水フタル酸、テ トラクロル無水フタル酸、無水マレイン酸、クロル無水 マレイン酸、α-フェニル無水マレイン酸、無水コハク 酸、無水ピロメリット酸等が使用できる。フェノール類 としては、ビスフェノールA、pーニトロフェノール、 pーエトキシフェノール、2, 4, 4' ートリヒドロキ シベンゾフェノン、2、3、4ートリヒドロキシベンゾ フェノン、4-ヒドロキシベンゾフェノン、4, 4',

4'' - トリヒドロキシトリフェニルメタン、4 , 4'3'', $4'' - \mathcal{F} + \mathcal$ テトラメチルトリフェニルメタン等が挙げられる。更 に、有機酸類としては、特開昭60-88942号、特 開平2-96755号公報等に記載されている、スルホ ン酸類、スルフィン酸類、アルキル硫酸類、ホスホン酸 類、リン酸エステル類及びカルボン酸類等があり、具体 的には、p-トルエンスルホン酸、ドデシルベンゼンス ルホン酸、pートルエンスルフィン酸、エチル硫酸、フ 10 ェニルホスホン酸、フェニルホスフィン酸、リン酸フェ ニル、リン酸ジフェニル、安息香酸、イソフタル酸、ア ジピン酸、p-トルイル酸、3,4-ジメトキシ安息香 酸、フタル酸、テレフタル酸、4-シクロヘキセン-1, 2-ジカルボン酸、エルカ酸、ラウリン酸、n-ウ ンデカン酸、アスコルビン酸等が挙げられる。

【0074】上記の環状酸無水物、フェノール類及び有 機酸類の画像形成層中に占める割合は、0.05~20 重量%が好ましく、より好ましくは0.1~15重量 %、最も好ましくは0.1~10重量%である。また、 本発明における画像形成層中には、現像条件に対する処 理の安定性を広げるため、特開昭62-251740号 公報や特開平3-208514号公報に記載されている ような非イオン界面活性剤、特開昭59-121044 号公報、特開平4-13149号公報に記載されている ような両性界面活性剤を添加することができる。

【0075】非イオン界面活性剤の具体例としては、ソ ルビタントリステアレート、ソルビタンモノパルミテー ト、ソルビタントリオレート、ステアリン酸モノグリセ リド、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル等が ン酸及びパラトルエンスルホン酸等を挙げることができ 30 挙げられる。両面活性剤の具体例としては、アルキルジ (アミノエチル) グリシン、アルキルポリアミノエチル グリシン塩酸塩、2-アルキル-N-カルボキシエチル -N-ヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタインやN ーテトラデシルーN,N-ベタイン型(例えば、商品名 アモーゲンK、第一工業(株)製)等が挙げられる。上 記非イオン界面活性剤及び両性界面活性剤は、サーマル ポジ型画像形成層全固形分に対し、0.05~15重量 %が好ましく、より好ましくは $0.1\sim5$ 重量%であ

> 【0076】[サーマルネガ型画像形成層]タイプIII のサーマルネガ型画像形成層は、少なくとも、下記一般 式 (IX) で表される構成単位を有するポリマー、熱架橋 剤、酸発生剤及び後に詳述する光熱変換剤を含有する。

[0077]

【化3】

【0078】一般式 (IX) 中、R1は、水素原子又はメ チル基を示す。X1は、それ自体アルカリ可溶性を示す か、又は、アルカリ可溶性基を有する連結基を示す。こ ホン酸イミド又はカルボン酸イミドのような部分を含む 基を指し、具体的には、-SO2NH-、-NHSO $_{2}$ - $_{3}$ - $_{5}$ O₂NHCO- $_{5}$ -CONHSO₂- $_{5}$ -CO NHCO-等が挙げることができる。Ar1は、置換基 を有していてもよい炭素数20個以下の芳香族炭化水素 基を示す。具体的には、ベンゼン環、ナフタレン環、ア ントラセン環、フェナントレン環等を挙げることができ る。これらの芳香族炭化水素基のうち、入手性・経済性 の観点から、ベンゼン環又はナフタレン環であることが 好ましい。

【0079】また、これらの芳香族炭化水素基が有する ことができる好ましい置換基としては、炭素数20以下 の炭化水素基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、カ ルボキシル基、カルバモイル基等を挙げることができ る。Y¹は、N-R³、酸素原子又は硫黄原子を示し、R ²は、置換基を有していてもよい炭素数20個以下の炭 化水素基を示す。ここで、R3は、水素原子又は置換基 を有していてもよい炭素数20個以下の炭化水素基を示 す。R²及びR³において用いることのできる好ましい置 換基としては、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、カ 30 ルボキシル基、カルバモイル基、炭素数20以下のアル コキシル基、炭素数20以下のペルフルオロアルキル基 及び炭素数20以下のヒドロキシアルキル基等を挙げる ことができる。また、nは1~4の整数を示す。L 1は、単結合、エステル結合、カルボン酸アミド結合、 スルホン酸アミド結合、エーテル結合、チオエーテル結 合又はこれらの結合を含有していてもよい炭素数20以 下の炭化水素基を示す。L²は、単結合又は炭素数20 以下の炭化水素基を示すが、入手性・経済性の観点か ら、単結合であることが好ましい。

【0080】なお、R²とAr¹及びR³とAr¹、さらに R²とR³は、それぞれシクロヘキサン環等の環構造を形 成していてもよい。本発明において好適に用いられる、 一般式(IX)で表される構成単位を有するポリマーは、 下記一般式 (X) で表される構成単位を有するポリマー である。なお、一般式 (X) 中、一般式 (IX) の符号と 同じものについては同じ符号を付して説明を省略する。

[0081]

【化4】

$$-(CH_{2}-C)-$$

$$\downarrow^{1}$$

$$X^{1}-(Y^{1}-R^{2})_{n}$$
(X)

【0082】式中、R⁴及びR5は、同じでも異なってい てもよく、水素原子又は置換基を有していてもよい炭素 こで、アルカリ可溶性基とは、スルホン酸アミド、スル 10 数20個以下の炭化水素基を示す。R⁴及びR5において 用いることのできる好ましい置換基としては、ハロゲン 原子、シアノ基、ニトロ基、カルボキシル基、カルバモ イル基、炭素数20以下のアルコキシル基、炭素数20 以下のペルフルオロアルキル基及び炭素数20以下のヒ ドロキシアルキル基等を挙げることができる。なお、R ⁴とR⁵は、縮環したベンゼン環やシクロヘキサン環等の 環構造を形成していてもよい。一般式(X)で表される 構成単位を有するポリマーは、対応する一般式(XI)で 表されるモノマーを用い、従来公知の方法によりラジカ 20 ル重合することにより得られる。なお、一般式(XI) 中、一般式 (X) の符号と同じものについては同じ符号 を付して説明を省略する。

[0083]

【化5】

$$R^{1}$$

$$CH_{2}=C$$

$$L^{1}$$

$$X^{1}-A^{2}$$

$$(XI)$$

【0084】本発明において、好適に用いられる一般式 (XI) で表されるモノマーの例を式(XI-1)~(XI-13) として以下に挙げる。なお、下記式中、R¹は水 素原子又はメチル基を示し、Z¹は酸素原子又はNHを 示す。

[0085]

【化6】

40

(XI-1)
$$CH_2=CH$$
 SO_2NH CCH_3 (c-, m-, p-)

(XI-2)
$$CH_2=CH$$

$$SO_2NH - (OCH_3)_2$$

$$(XI-4)$$

$$CH_2 = C$$

$$COZ_1$$

$$SO_2NH$$

$$(OCH_3)_2$$

$$CH_{2}=C$$

$$COZ_{1}$$

$$SCH_{3} (o-,m-,p-)$$

(XI-6)
$$CH_2 = C$$
 COZ_1
 SO_2NH
 $N(CH_3)_2 (o-,m-,p-)$

$$CH_{2}=C$$

$$COZ_{1}$$

$$NHSO_{2}$$

$$OCH_{3} (o-,m-,p-)$$

[0087]

【化8】

【0088】本発明において一般式(IX)で表される構 成単位を有する好適なポリマーとしては、前記一般式

(XI)で表されるモノマーの一種のみを用いた単独重合 体や2種以上を用いた共重合体の双方を使用することが できる。本発明で用い得る前記ポリマーは、一般式(X I) で表されるモノマーと、一般式(XI) で表されるモ ノマー以外の他の従来公知の重合性モノマーとの共重合 体を使用することが塗布溶液に対する溶解性や塗膜の柔 40 が、さらに補助的に他の酸性基を有するモノマーを用い 軟性の観点から、好ましい。このような一般式(XI)で 表されるモノマーと組み合わせて用いられる公知のモノ マーとしては、例えば、メチルアクリレート、エチルア クリレート、プロピルアクリレート、ブチルアクリレー ト、2-エチルヘキシルアクリレート、シクロヘキシル アクリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート、ベ ンジルアクリレート等のアクリル酸エステル類、メチル メタクリレート、エチルメタクリレート、プロピルメタ クリレート、ブチルメタクリレート、2-エチルヘキシ ルメタクリレート、シクロヘキシルメタクリレート、2 50

ーヒドロキシエチルメタクリレート、ベンジルメタクリ レート等のメタクリル酸エステル類、アクリロニトリル 等が挙げられる。

【0089】本発明の一般式(IX)で表される構成単位 を有するポリマーは、その部分構造としてアルカリ可溶 性を有する連結基(例えば、酸性基等)であるX1を有 しているため、アルカリ水に対する溶解性に優れている た共重合体としても良い。用いられるモノマーとしては 例えば、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレ イン酸、N-(2-カルボキシエチル)アクリルアミ ド、N-(2-カルボキシエチル)メタクリルアミド、 N- (カルボキシフェニル) アクリルアミド、N- (カ ルボキシフェニル) メタクリルアミド、カルボキシスチ レン、マレイミド、N- (フェニルスルホニル) アクリ ルアミド、N- (フェニルスルホニル) メタクリルアミ ド、N-(トリルスルホニル)アクリルアミド、N-(トリルスルホニル) メタクリルアミド、N-(クロロ

フェニルスルホニル) アクリルアミド、N-(クロロフ エニルスルホニル) メタクリルアミド、N- (スルファ モイルフェニル) アクリルアミド、N-(スルファモイ ルフェニル) メタクリルアミド、N-(メチルスルファ モイルフェニル) アクリルアミド、N-(メチルスルフ ァモイルフェニル) メタクリルアミド、N- (フェニル スルファモイルフェニル) アクリルアミド、N- (フェ ニルスルファモイルフェニル)メタクリルアミド、N-(トリルスルファモイルフェニル) アクリルアミド、N - (トリルスルファモイルフェニル) メタクリルアミ ド、N-[(クロロフェニルスルファモイル)フェニ ル] アクリルアミド、N- [(クロロフェニルスルファ モイル) フェニル] メタクリルアミド、N- (ヒドロキ シフェニル) アクリルアミド、N- (ヒドロキシフェニ ル) メタクリルアミド、N-(ヒドロキシナフチル)ア クリルアミド、N-(ヒドロキシナフチル)メタクリル アミド等が挙げられる。

【0090】また、酸性基ではないが、p-スチレンス ルホン酸のナトリウム塩、2-アクリルアミドー2-メ チルプロパンスルホン酸のアルカリ金属塩、テトラアル 20 キルアンモニウム塩、3-スルホプロピルアクリレート のカリウム塩等の強酸の塩を含有するモノマーは、水に 対する溶解性を向上でき、結果として画像形成層の水性 現像液に対する現像性を向上できるので、共重合体の構 成成分として好ましい。これらを用いた共重合体中に含 まれる一般式 (IX) で表される構成単位の割合は、20 ~95重量%であることが好ましく、さらに好ましくは 30~90重量%である。また、サーマルネガ型画像形 成層に含有される一般式(IX)で表される構成単位を有 するポリマーの重量平均分子量は、好ましくは5000 30 は保存時の安定性も良好であり、最も好適に用いられ 以上であり、さらに好ましくは1万~30万の範囲であ り、数平均分子量は好ましくは1000以上であり、さ らに好ましくは2000~25万の範囲である。多分散 度(重量平均分子量/数平均分子量)は1以上が好まし く、さらに好ましくは1.1~10の範囲である。これ らのポリマーは、ランダムポリマー、ブロックポリマ ー、グラフトポリマー等いずれでもよいが、ランダムポ リマーであることが好ましい。

【0091】一般式(IX)で表される構成単位を有する ば、テトラヒドロフラン、エチレンジクロリド、シクロ ヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、メタノー ル、エタノール、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールモノエチルエーテル、2-メト キシエチルアセテート、ジエチレングリコールジメチル エーテル、1ーメトキシー2ープロパノール、1ーメト キシ-2-プロピルアセテート、N, N-ジメチルホル ムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、トルエン、 酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、ジメチルスルホ

2種以上混合して用いられる。合成する際に用いられる ラジカル重合開始剤としては、アゾ系開始剤、過酸化物 開始剤等公知の化合物が使用できる。一般式(IX)で表 される構成単位を有するポリマーは単独で用いても混合 して用いてもよく、サーマルネガ型画像形成層全固形分 に対し20~95重量%、好ましくは40~90重量% の割合で画像形成材料中に添加される。添加量が20重 量%未満の場合は、画像形成した際、画像部の強度が不 足する。また添加量が95重量%を越える場合は、画像 形成されない。

【0092】サーマルネガ型画像形成層に用いられる熱 架橋剤としては、分子内に2個以上のヒドロキシメチル 基、アルコキシメチル基、エポキシ基又はビニルエーテ ル基を有する化合物を挙げることができる。好ましくは これらの架橋性官能基が芳香環に直接結合した化合物で ある。具体的には、メチロールメラミン、レゾール樹 脂、エポキシ化されたノボラック樹脂、尿素樹脂等が挙 げられる。さらに、「架橋剤ハンドブック」 (山下晋 三、金子東助著、大成社(株)) に記載されている化合 物も好ましい。特に、分子内に2個以上のヒドロキシメ チル基又はアルコキシメチル基を有するフェノール誘導 体は画像形成した際の画像部の強度が良好であり好まし い。このようなフェノール誘導体として、具体的には、 レゾール樹脂を挙げることができる。しかしながら、こ れらの熱架橋剤は当然ながら熱に対して不安定であり、 画像形成材料を作成した後の保存時の安定性があまりよ くない。これに対し、分子内に4~8個のベンゼン核、 少なくとも1個のフェノール性水酸基及び少なくとも2 個の式(XII)で表される基を有するフェノール誘導体 る。

[0093]

化91

-CH2OR6 (IIX)

【0094】前記 (XII) のR⁶は、水素原子、アルキル 基又はアシル基を示し、アルキル基としては、メチル 基、エチル基、nープロピル基、イソプロピル基、nー ブチル基、イソブチル基、sec-ブチル基又はt-ブ ポリマーを合成する際に用いられる溶媒としては、例え 40 チル基のような炭素数1~4のアルキル基が、アシル基 としては、ホルミル基、アセチル基、ブチリル基、ベン ゾイル基、シンナモイル基、バレリル基が好ましい。ま た、メトキシエチル基、メトキシプロピル基、ヒドロキ シエチル基、ヒドロキシプロピル基等の炭素数1~4の 置換アルキル基を用いることができる。サーマルネガ型 画像形成層に使用可能なフェノール誘導体は、公知のフ エノール化合物、例えば、特開平1-289946号公 報、同3-179353号公報、同3-200252号 公報、同3-128959号公報、同3-200254 キシド、水等が挙げられる。これらの溶媒は単独で又は 50 号公報、同5-158233号公報、同5-22440

9号公報に記載されているフェノール化合物と、ホルムアルデヒドとを強アルカリ性媒体中で約 $0\sim80$ ^{\odot}、好ましくは $10\sim60$ ^{\odot}の温度で $1\sim30$ 時間反応させることにより $R^6=H$ のものが得られる。

【0095】その後、さらに酸性条件下、炭素数1~4

のアルコール、置換アルコール、酸ハライド又は酸無水 物と、0~80℃で、1~30時間反応させることによ り、R⁶=アルキル、アシルのものが得られる。アルコ ール、置換アルコールと反応させる際の温度は、20~ 80℃が好ましく、酸ハライド又は酸無水物と反応させ 10 る際の温度は、0~30℃が好ましい。本発明に使用可 能なフェノール誘導体の具体例としては、下記一般式 (XIII) ~ (XX) で表わされる化合物が挙げられるがこ れらに限定されるわけではない。これらのフェノール誘 導体は、単独で用いてもよく、二種以上混合して用いて もよいが、その際の使用量は、サーマルネガ型画像形成 層中、0.2~60重量%、好ましくは0.5~20重 量%である。また、ベンゼン核が1~3個で、フェノー ル性ヒドロキシル基と式(XII)で表わされる基を有す る化合物は、着肉性、現像許容性の低下を招くため、サ 20 ーマルネガ型画像形成層はこれらの化合物を実質的に含 まないことが望ましい。より具体的には、サーマルネガ 型画像形成層中5重量%以下であることが望ましく、更 に好ましくは3重量%以下であり、最も好ましくは0重

量%である。 【0096】

[
$$(\mathbb{R}^7)_p$$
 \mathbb{R}^{10} $(\mathbb{R}^8)_q$ $(\mathbb{R}^8)_m$ $(\mathbb{R}^8)_q$

 $(OH)_n$

$$(H^7)_p$$
 $(OH)_1$
 $(H^7)_p$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$
 $(OH)_n$

$$(\text{OH})_{l} \qquad (\text{OH})_{m} \qquad (\text{Y})_{b} \qquad (\text{XV})$$

$$(\text{R}^{7})_{p} \qquad (\text{H}^{8})_{q} \qquad (\text{XV})$$

$$(\text{OH})_{n} \qquad (\text{OH})_{k} \qquad (\text{XV})$$

$$(Y)_b$$
 $(OH)_m$
 $(P^8)_q$
 $(OH)_n$
 $(P^7)_p$
 $(P^8)_q$
 $(OH)_n$
 $(P^8)_q$
 $(OH)_n$
 $(XVI)_q$
 $(P^8)_q$
 $(OH)_h$

【化12】

[0099]

40 (OH)₁ (OH)_m (OH)_m (IIVX) (OH)_n (R¹⁴)_s (OH)_n

$$(P^{3})_{p}$$
 $(P^{3})_{q}$
 $(P^{1})_{p}$
 $(P^{14})_{a}$
 HO

$$(H^7)_p$$
 H^{10}
 $(H^{23})_u$
 $(H^$

$$(H^7)_p$$
 $(CH_2)_e$
 $(CH_2)_f$
 $(CH_2)_g$
 $(CH_2)_h$
 $(CH_2)_h$
 $(CH_2)_g$
 $(CH_2)_h$
 $(CH_2)_h$
 $(CH_2)_g$
 $(CH_2)_h$
 $(CH_2)_h$

【0100】式中、R⁷~R⁹、R¹⁴、R²²、R²³は水素 原子、ハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基を示 し、R¹⁰、R¹⁸~R²¹は水素原子又はアルキル基を示 し、R¹¹~R¹³は水素原子、ハロゲン原子又はアルキル 基を示し、R15~R17は、単結合、置換基を有してもよ いアルキレン基、アルケニレン基、フェニレン基、ナフ チレン基、カルボニル基、エーテル基、チオエーテル 基、アミド結合又はそれら二種以上の組み合わせを示 し、Yは一般式(XII)で表わされる基を示し、a、 b、c、d、x、yは、 $0\sim3$ の整数を示すが、a+b 40 +c+d+x+yは2~16の整数であり、k、l、 m、nは0~3の整数を示すが、すべてが0になること はなく、e、f、g、h、p、q、r、s、t、uは0~3の整数を示し、zは0又は1を示す。前記一般式 (XIII) ~ (XX) で表わされる化合物のより具体的な例 としては、例えば下記構造のものが挙げられる。

【0101】 【化14】

13
 13
 CH_3
 OH
 HO
$$V^{13}$$
 V^{8} OH V^{7} (XXIII)

45

[0104]

*【化17】 (XXVII)

【0105】式中、Y²~Y¹³は、水素原子又は式(XI I) で表わされる基を示すが、各化合物中、少なくとも 2個は式(XII)で表わされる基を有しており、好まし くは、すべてが式 (XII) で表わされる基である。本発 明において好適に用いられる他の熱架橋剤としては、ア ルデヒドやケトン化合物を挙げることができる。好まし る化合物である。これらの熱架橋剤は単独で使用しても よく、また2種類以上を組み合わせて使用してもよい。 本発明において、熱架橋剤はサーマルネガ型画像形成層 固形分中、5~70重量%、好ましくは10~65重量 %の添加量で用いられる。熱架橋剤の添加量が5重量% 未満であると画像形成した際の画像部の膜強度が悪化 し、また、70重量%を越えると保存時の安定性の点で 好ましくない。

【0106】さらに、サーマルネガ型画像形成層には酸 発生剤が添加される。酸発生剤とは、光又は100℃以 40 上の加熱により分解し酸を発生する化合物であり、発生 する酸としては、スルホン酸、塩酸等のpKaが2以下 の強酸であることが好ましい。本発明において好適に用 いられる酸発生剤としては、ヨードニウム塩、スルホニ ウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩等のオニウム 塩が挙げられる。具体的には、US4,708,925 や特開平7-20629号に記載されている化合物を挙 げることができる。特に、スルホン酸イオンを対イオン とするヨードニウム塩、スルホニウム塩、ジアゾニウム 塩が好ましい。

【0107】ジアゾニウム塩としては、米国特許第38 67147号記載のジアゾニウム化合物、米国特許第2 632703号明細書記載のジアゾニウム化合物や特開 平1-102456号及び特開平1-102457号の 各公報に記載されているジアゾ樹脂も好ましい。また、 US5、135、838やUS5、200、544に記 くは、分子内に2個以上のアルデヒド又はケトンを有す 30 載されているベンジルスルホナート類も好ましい。さら に、特開平2-100054号、特開平2-10005 5号及び特開平9-197671号に記載されている活 性スルホン酸エステルやジスルホニル化合物類も好まし い。他にも、特開平7-271029号に記載されてい る、ハロアルキル置換されたS-トリアジン類も好まし い。これらの化合物は単独で使用してもよく、また2種 以上を組み合わせて使用してもよい。これらの化合物 は、サーマルネガ型画像形成層全固形分に対し0.01 ~50重量%、好ましくは0.1~25重量%、より好 ましくは $0.5 \sim 15$ 重量%の割合で添加される。添加 量が0.01重量%未満の場合は、画像が得られない。 また添加量が50重量%を越える場合は、印刷時非画像 部に汚れを発生する。

> 【0108】サーマルネガ型画像形成層には更に必要に 応じて、種々の添加剤を添加することができる。例え ば、ラジカル重合可能なエチレン性二重結合を分子内に 2個以上有する多官能モノマーを添加することができ る。このような化合物としては、エチレングリコールジ (メタ) アクリレート、ジエチレングリコールジ (メ 50 タ) アクリレート、ポリエチレングリコールジ (メタ)

アクリレート、ヘキサンジオールジ (メタ) アクリレー ト、トリメチロールエタントリ(メタ)アクリレート、 トリメチロールプロパントリ (メタ) アクリレート、ペ ンタエリスリトール及びジペンタエリスリトールのトリ ー、テトラー若しくはヘキサ(メタ)アクリレート等が 挙げられる。これらの多官能モノマーの添加量は、サー マルネガ型画像形成層中30重量%以下である。以上詳 述したサーマルポジ型画像形成層およびサーマルネガ型 画像形成層には、共通して、レーザー光などの光を熱に 変換するための光熱変換剤及び必要に応じて露光による 10 加熱後直ちに可視像を得るための焼き出し剤、画像着色 剤としての染料や顔料または画像形成層に柔軟性等を付 与するための可塑剤などが添加される。

【0109】本発明において、光熱変換剤としては種々 の顔料もしくは染料を用いる事ができる。顔料として は、市販の顔料およびカラーインデックス(C. I.) 便覧、「最新顔料便覧」(日本顔料技術協会編、197 7年刊)、「最新顔料応用技術」(CMC出版、198 6年刊)、「印刷インキ技術」CMC出版、1984年 刊) に記載されている顔料が利用できる。顔料の種類と しては、黒色顔料、黄色顔料、オレンジ色顔料、褐色顔 料、赤色顔料、紫色顔料、青色顔料、緑色顔料、蛍光顔 料、金属粉顔料、その他、ポリマー結合色素が挙げられ る。具体的には、不溶性アゾ顔料、アゾレーキ顔料、縮 合アゾ顔料、キレートアゾ顔料、フタロシアニン系顔 料、アントラキノン系顔料、ペリレンおよびペリノン系 顔料、チオインジゴ系顔料、キナクリドン系顔料、ジオ キサジン系顔料、イソインドリノン系顔料、キノフタロ ン系顔料、染付けレーキ顔料、アジン顔料、ニトロソ顔 料、ニトロ顔料、天然顔料、蛍光顔料、無機顔料、カー 30 シアニン染料等を挙げることができる。 ボンブラック等が使用できる。

【0110】これら顔料は表面処理をせずに用いてもよ く、表面処理をほどこして用いてもよい。表面処理の方 法には樹脂やワックスを表面コートする方法、界面活性 剤を付着させる方法、反応性物質(例えば、シランカッ プリング剤やエポキシ化合物、ポリイソシアネート等) を顔料表面に結合させる方法等が考えられる。上記の表 面処理方法は、「金属石鹸の性質と応用」(幸書房)、 「印刷インキ技術」(CMC出版、1984年刊)およ び「最新顔料応用技術」(CMC出版、1986年刊) に記載されている。

【0111】顔料の粒径は0.01μm~10μmの範 囲にあることが好ましく、 $0.05 \mu m \sim 1 \mu m$ の範囲 にあることがさらに好ましく、特に $0.1 \mu m \sim 1 \mu m$ の範囲にあることが好ましい。顔料の粒径が 0.01μ m未満のときは分散物の画像形成層塗布液中での安定性 の点で好ましくなく、また、10μmを越えると画像形 成層の均一性の点で好ましくない。顔料を分散する方法 としては、インク製造やトナー製造等に用いられる公知 の分散技術が使用できる。分散機としては、超音波分散 50 器、サンドミル、アトライター、パールミル、スーパー ミル、ボールミル、インペラー、デスパーザー、KDミ ル、コロイドミル、ダイナトロン、3本ロールミル、加 圧ニーダー等が挙げられる。詳細は、「最新顔料応用技 術」(CMC出版、1986年刊)に記載がある。

【0112】染料としては、市販の染料および文献(例 えば「染料便覧」有機合成化学協会編集、昭和45年 刊) に記載されている公知のものが利用できる。具体的 には、アゾ染料、金属錯塩アゾ染料、ピラゾロンアゾ染 料、アントラキノン染料、フタロシアニン染料、カルボ ニウム染料、キノンイミン染料、メチン染料、シアニン 染料などの染料が挙げられる。本発明において、これら の顔料、もしくは染料のうち赤外光、もしくは近赤外光 を吸収するものが、赤外光もしくは近赤外光を発光する レーザでの利用に適する点で特に好ましい。

【0113】そのような赤外光もしくは近赤外光を吸収 する顔料としては、カーボンブラックが好適に用いられ る。また、赤外光もしくは近赤外光を吸収する染料とし ては、例えば特開昭58-125246号、特開昭59 -84356号、特開昭59-202829号、特開昭 60-78787号等に記載されているシアニン染料、 特開昭58-173696号、特開昭58-18169 0号、特開昭58-194595号等に記載されている メチン染料、特開昭58-112793号、特開昭58 -224793号、特開昭59-48187号、特開昭 59-73996号、特開昭60-52940号、特開 昭60-63744号等に記載されているナフトキノン 染料、特開昭58-112792号等に記載されている スクワリリウム色素、英国特許434,875号記載の

【0114】また、染料として米国特許第5,156, 938号記載の近赤外吸収増感剤も好適に用いられ、ま た、米国特許第3,881,924号記載の置換された アリールベンゾ (チオ) ピリリウム塩、特開昭57-1 42645号(米国特許第4, 327, 169号)記載 のトリメチンチアピリリウム塩、特開昭58-1810 51号、同58-220143号、同59-41363 号、同59-84248号、同59-84249号、同 59-146063号、同59-146061号に記載 40 されているピリリウム系化合物、特開昭59-2161 46号記載のシアニン色素、米国特許第4,283,4 75号に記載のペンタメチンチオピリリウム塩等や特公 平5-13514号、同5-19702号公報に開示さ れているピリリウム化合物、エポリン社製Epolig ht III-178, Epolight III-130, E polight III-125等は特に好ましく用いられ

【0115】また、染料として特に好ましい別の例とし て、米国特許第4、756、993号明細書中に式 (1)、(11)として記載されている近赤外吸収染料を

挙げることができる。これらの顔料もしくは染料は、画 像形成層全固形分に対し0.01~50重量%、好まし くは0.1~10重量%、染料の場合特に好ましくは 0. 5~10重量%、顔料の場合特に好ましくは3. 1 ~10重量%の割合で画像形成層中に添加することがで きる。顔料もしくは染料の添加量が0.01重量%未満 であると感度が低くなり、また50重量%を越えると画 像形成層の均一性が失われ、画像形成層の耐久性が悪く なる。

って酸を放出する化合物(光酸放出剤)と塩を形成し得 る有機染料の組合せを代表として挙げることができる。 具体的には、特開昭50-36209号、同53-81 28号の各公報に記載されている o ーナフトキノンジア ジドー4ースルホン酸ハロゲニドと塩形成性有機染料の 組合せや、特開昭53-36223号、同54-747 28号、同60-3626号、同61-143748 号、同61-151644号及び同63-58440号 の各公報に記載されているトリハロメチル化合物と塩形 成性有機染料の組合せを挙げることができる。かかるト リハロメチル化合物としては、オキサゾール系化合物と トリアジン系化合物とがあり、どちらも経時安定性に優 れ、明瞭な焼き出し画像を与える。

【0117】画像の着色剤としては、前述の塩形成性有 機染料以外に他の染料を用いることができる。好適な染 料としては、塩形成性有機染料の他に、油溶性染料と塩 基性染料を挙げることができる。具体的にはオイルイエ ロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク #312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS、 オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブ 30 ラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエン ト化学工業(株)製)、ビクトリアピュアブルー、クリ スタルバイオレット (CI42555)、メチルバイオ レット (CI42535)、エチルバイオレット、ロー ダミンB (CI145170B)、マラカイトグリーン (CI42000)、メチレンブルー(CI5201 5) 等を挙げることができる。また、特開昭62-29 3247号公報に記載されている染料は画像の着色剤と して特に好ましい。これらの染料は、画像形成層全固形 分に対し、0.01~10重量%、好ましくは0.1~ 40 3重量%の割合で画像形成層中に添加することができ

【0118】可塑剤としては、ブチルフタリル、ポリエ チレングリコール、クエン酸トリブチル、フタル酸ジエ チル、フタル酸ジブチル、フタル酸ジヘキシル、フタル 酸ジオクチル、リン酸トリクレジル、リン酸トリブチ ル、リン酸トリオクチル、オレイン酸テトラヒドロフル フリル、アクリル酸又はメタクリル酸のオリゴマー及び ポリマー等が用いられる。

【0119】上記した、有機物からなるアブレーション 50

ポジ型画像形成層、サーマルポジ型画像形成層およびサ ーマルネガ型画像形成層は、通常、各成分を溶媒に溶か して、親水性表面を有する金属層上に塗布することによ り製造することができる。ここで使用する溶媒として は、エチレンジクロライド、シクロヘキサノン、メチル エチルケトン、メタノール、エタノール、プロパノー ル、エチレングリコールモノメチルエーテル、1-メト キシー2ープロパノール、2ーメトキシエチルアセテー ト、1-メトキシ-2-プロピルアセテート、ジメトキ 【0116】焼き出し剤としては、露光による加熱によ 10 シエタン、乳酸メチル、乳酸エチル、N, N-ジメチル アセトアミド、N, N-ジメチルホルムアミド、テトラ メチルウレア、N-メチルピロリドン、ジメチルスルホ キシド、スルホラン、ソーブチルラクトン、トルエン等 を挙げることができるがこれに限定されるものではな い。

> 【0120】これらの溶媒は単独で又は混合して使用さ れる。溶媒中の上記成分(添加剤を含む全固形分)の濃 度は、好ましくは1~50重量%である。また塗布、乾 燥後に得られる塗布量(固形分)は、用途によって異な るが、平版印刷版用原版についていえば一般的に 0.5 $\sim 5.0 \text{ g/m}^2$ が好ましい。なお、塗布液中には、塗 布性を良化するための界面活性剤、例えば特開昭62-170950号公報に記載されているようなフッ素系界 面活性剤を添加することができる。添加量は、好ましく は画像形成層の0.01~1重量%、より好ましくは 0.05~0.5重量%である。塗布方法としては、種 々の方法を用いることができるが、例えば、バーコータ 一塗布、回転塗布、スプレー塗布、カーテン塗布、ディ ップ塗布、エアーナイフ塗布、ブレード塗布、ロール塗 布等を挙げることができる。

> 【0121】[製版方法]次に、平版印刷版用原版を用 いた平版印刷版の製版方法について説明する。上記した 感熱型画像形成層を有する平版印刷版用原版は、例え ば、熱記録ヘッドなどにより直接画像様に感熱記録を施 したり、波長760~1200nmの赤外線を放射する 固体レーザー又は半導体レーザー、あるいは赤外線灯を 用いたり、あるいはキセノン放電灯などによる高照度の 紫外線又は可視光線のフラッシュ露光を行うなどの方法 で画像露光される。画像の書き込みは、面露光方式、走 査方式のいずれでもよい。前者の場合は、赤外線照射方 式や、キセノン放電灯の高照度の短時間光を原版上に照 射して光・熱変換によって熱を発生させる方式である。 赤外線灯などの面露光光源を使用する場合には、その照 度によっても好ましい露光量は変化するが、通常は、印 刷用画像で変調する前の面露光強度が 0.1~10 J/ $c m^2$ の範囲であることが好ましく、 $0.3 \sim 1 \text{ J/c}$ m²の範囲であることがより好ましい。

【0122】後者の場合には、赤外線成分を多く含むレ ーザー光源を使用して、レーザービームを画像で変調し て原版上を走査する方式が行われる。レーザー光源の例

: • 51

として、半導体レーザー、ヘリウムネオンレーザー、ヘ リウムカドミウムレーザー、YAGレーザーを挙げるこ とができる。ピーク出力が1000W、好ましくは20 00Wのレーザーを照射するのが好ましい。この場合の 露光量は、印刷用画像で変調する前の面露光強度が 0. $1 \sim 10 \text{ J/c m}^2$ の範囲であることが好ましく、0. $3\sim 1$ J/c m^2 の範囲であることがより好ましい。画 像露光された平版印刷版用原版は、露光後に現像し、更 に必要であればガム引きを行ったのち、印刷機に版を装 着し印刷を行うこともできる。また、露光後ただちに (現像工程を経ずに) 印刷機に版を装着し印刷を行うこ ともできる。この場合は、湿し水等により、加熱部ある いは露光部が膨潤し、印刷初期に膨潤部が除去され、平 版印刷版が形成される。即ち、本発明の平版印刷版用原 版を使用する製版方法では、特に現像処理を経ることな く平版印刷版を製版し得る。ここでいう現像とは、水或 いは水を主成分とするpH2以上の現像液により現像す ることを指す。

【0123】現像を行う場合も、現像処理を行わない場合も、露光後に加熱処理を行うことが記録時の感度向上 20の観点から好ましい。加熱処理の条件は、80~150℃の範囲内で10秒~5分間行うことが好ましい。即ち、この加熱処理を施すことにより、レーザー照射時、記録に必要なレーザーエネルギーを減少させることができる。このような処理によって得られた本発明の平版印刷版用原版は現像されるかあるいは現像工程を経ずにそのままオフセット印刷機等にかけられ、多数枚の印刷に用いられる。

[0124]

【実施例】以下、実施例により、本発明を詳細に説明す 30 るが、本発明はこれらに限定されるものではない。

(実施例1~8および比較例1~6:サーマルポジ型画 像形成層)

支持体の作成方法

金属基板として 0.24 mmの厚みのアルカリ脱脂処理 済みのアルミニウム板を使用し、以下の処理を順に行っ た。

【0125】1)機械的粗面化処理方法

0.9 号ナイロンブラシにてスラリー状の研磨剤(平均 であった。検量線用試料は、X 線照射面積全面に 3 号珪 粒径 $1.5\,\mu$ m程度のパミス)を供給しながら、回転数 1.40 酸ソーダを適量水希釈して一定容量滴下して広げて乾燥 し、作製した。 さらに上記基板 [B] を p H 3 の硝酸水

2) 化学的溶解処理方法 i

苛性ソーダの濃度 20 w t %一定とし、温度 40 $\mathbb C$ で処理時間は R a が 0. 3 μ m になるように調整した。その後、10 秒流水にて水洗後、硫酸濃度 120 g / リットル、液温 50 $\mathbb C$ 、10 秒間浸漬し、デスマット処理をおこなった。 R a の計測値は、0. 3 ± 0 . 05 μ m (標*

[A型下塗り剤]

β – アラニン メタノール *準偏差)であった。

3) 電解粗面化処理方法

特開平3-79799号公報の電源波形を使い、硝酸濃度12g/リットル、アルミニウム濃度を6g/リットルの濃度に設定し、液温60 として陽極側の電流密度をピット個数が $1.2\sim91$ 個/mm²の範囲になるように設定した。その後水洗した。ピット個数はSEM観察の結果 70 ± 20 個/mm²であった。なお、比較例6においては、この電解粗面化処理を行わないものとし10 た。

【0126】4) 化学的溶解処理方法ii

苛性ソーダの濃度20wt%一定とし、温度40℃で処理時間は $1.3g/m^2$ になるように調整した。その後、10秒流水にて水洗後、硫酸濃度120g/リットル、液温50℃、10秒間浸漬し、デスマット処理をおこなった。

5) 陽極酸化処理方法

下記表1に示すような硫酸濃度で、液温50℃にて、特開平10-109480号公報の図4の装置で、表1に示す電流密度の直流電源を用いて表1に示す陽極酸化皮膜量となるように時間を調整し、被膜を生成させた、水洗した。Raの計測値は、0.3±0.05μm(平均±標準偏差)であった。皮膜量はJIS-H8680-7(皮膜重量法)で測定した。

6) 封孔処理方法

上記陽極酸化処理を施したアルミニウム板を沸騰水中に 60 秒間浸漬することにより封孔処理を行い、基板 [A] を作製した。なお、実施例 7 においては、沸騰水中に添加剤として0.1 w t % N a F、10 w t % N a H₂PO₄を含有するもので処理し、比較例 1 においては、この封孔処理を行わないものとした。

【0127】7) 下塗り層の形成方法

[0128]

0.3g

100g

7k

【0129】8)画像形成層の形成方法

次に、上記のごとく処理された基板上に下記画像形成層 塗布液(処方A1+処方B1)を塗布することにより画 像形成層を設けた。即ち、ヒートモードCTP用ポジ型 画像形成層塗布液(処方A1)を乾燥後の塗膜塗布量 1.4g/m²となるように塗布乾燥(乾燥条件100 ℃2分間)させた。その後、画像形成層塗布液(処方B 1)を塗布し、乾燥後の画像形成層塗布液の合計(A1 +B1)の塗布量を2.0g/m²とした。

【0130】(合成例1:共重合体1)攪拌機、冷却管 及び滴下ロートを備えた500m1三ツロフラスコにメ タクリル酸31.0g(0.36モル)、クロロギ酸エ チル39.1g(0.36モル)及びアセトニトリル2 00mlを入れ、氷水浴で冷却しながら混合物を攪拌し た。この混合物にトリエチルアミン36.4g(0.3) 6モル)を約1時間かけて滴下ロートにより滴下した。 滴下終了後、氷水浴をとり去り、室温下で30分間混合 物を攪拌した。この反応混合物に、pーアミノベンゼン スルホンアミド51.7g(0.30モル)を加え、油 浴にて70℃に温めながら混合物を1時間攪拌した。反 応終了後、この混合物を水1リットルにこの水を攪拌し ながら投入し、30分間得られた混合物を攪拌した。こ の混合物をろ過して析出物を取り出し、これを水500 mlでスラリーにした後、このスラリーをろ過し、得ら れた固体を乾燥することによりN-(p-アミノスルホ ニルフェニル) メタクリルアミドの白色固体が得られた (収量46.9g)。

【0131】次に攪拌機、冷却管及び滴下ロートを備え た100ml三ツロフラスコに、N-(p-アミノスル 30 ホニルフェニル) メタクリルアミド5.04g(0.0 210モル)、メタクリル酸エチル2.05g(0.0 180モル)、アクリロニトリル1.11g(0.02 1モル)及びN, N-ジメチルアセトアミド20gを入 れ、湯水浴により65℃に加熱しながら混合物を攪拌し た。この混合物に「V-65」(和光純薬(株)製) 0.15gを加え65℃に保ちながら窒素気流下2時間 混合物を攪拌した。この反応混合物にさらにN- (p-アミノスルホニルフェニル) メタクリルアミド5. 04 g、メタクリル酸エチル2. 05g、アクリロニトリル 40 1. 11g、N, N-ジメチルアセトアミド20g及び 「V-65」0.15gの混合物を2時間かけて滴下ロ ートにより滴下した。滴下終了後さらに65℃で2時間 得られた混合物を攪拌した。反応終了後メタノール40 gを混合物に加え、冷却し、得られた混合物を水2リッ トルにこの水を攪拌しながら投入し、30分混合物を攪 拌した後、析出物をろ過により取り出し、乾燥すること により15gの白色固体状の共重合体 [を得た。ゲルパ ーミエーションクロマトグラフィーによりこの共重合体

1 g

ころ53、000であった。

【0132】画像形成層塗布液(処方A1)

合成例1の共重合体 I O. 75g、シアニン染料 A O. 04g、pートルエンスルホン酸 O. 002g、テトラヒドロ無水フタル酸 O. 05g、ビクトリアピュアブルー(BOHの対アニオンを1ーナフタレンスルホン酸アニオンにした染料) O. 015g、フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製) O. 02g、yーブチルラクトン8g、メチ

10 (株) 製) 0.02g、yーブチルラクトン8g、メチルエチルケトン7g、1ーメトキシー2ープロパノール7g。

【0133】画像形成層塗布液(処方B1)

m, p-クレゾールノボラック(m/p比=6/4、 重量平均分子量4000)0.25g、シアニン染料A 0.05g、ステアリン酸nードデシル0.02g、フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、大日本インキ化学工業(株)製)0.05g、メチルエチルケトン7g、1-メトキシー2-プロパノール7g。

【0134】9) レーザー照射条件

市販の露光機: クレオ社製のトレンドセッター3 2 4 4 を用いて露光を行った。露光条件は出力 0.5 W、波長8 3 0 n m、ビーム径 1.7μ m $(1/e^2)$ 、主走査速度 5 m/Sに設定した。

10) クリア感度評価方法

平版印刷版用原版の版面にレーザーの照射出力を変えて全面露光し、LH-DP現像液(富士写真フイルム (株)製、1:7.8希釈)の新液で現像した。現像後の平版印刷版用原版をマクベス濃度計(設定;青色)で濃度の変化を計測し、縦軸をマクベス濃度、横軸をレーザーの出力とした場合の相関図の変化点(感光層が完全に無くなって支持体の色になる点)をクリア感度と見做し感度評価を行った。

【0135】11) 印刷評価方法

上記の様にしてレーザー照射により画像露光した平版印刷版用原版を、富士写真フイルム(株)製現像液DP-4、リンス液FR-3(1:7)を仕込んだ自動現像機(富士写真フイルム(株)製:「PSプロセッサー900VR」)を用いて現像した後、得られた平版印刷版を印刷機に装着して印刷を行った。印刷機としては、ハリス菊半単色機(ハリス(株)製)を用い、インキとしてGeos墨(大日本インキ化学工業(株)製)、湿し水として、湿し水EU-3(富士写真フィルム(株)製)を1:100に水で希釈したもの90vol%とイソプロパノール10vol%の混合物をそれぞれ用いて、上質紙上に印刷をおこなった。

拌した後、析出物をろ過により取り出し、乾燥すること 【0136】 (汚れ性能評価方法) 印刷開始から500 により15gの白色固体状の共重合体 【を得た。ゲルパ 中ミエーションクロマトグラフィーによりこの共重合体 ケット部分のインキを日東電工製PETテープにて写し 【の重量平均分子量(ポリスチレン標準)を測定したと 50 取り、非画像部のインキによる汚れ具合を目視にて評価

した。

(残色性能評価方法) 現像後、非画像部に残存している 染料の量を市販の分光光度計にて、相対評価した。

(評価基準) 残色、汚れ共に○以上を印刷版、印刷物許 容レベルとした。刷了枚数に関しては△以上を印刷版、 印刷物許容レベルとした。従って、汚れが△以下になっ た時点を刷了と判定し、その時点での印刷枚数を刷了枚 数とした。

【0137】なお、実施例1~4は硫酸濃度を一定にし て電流密度を変えて処理した場合の結果を示す。実施例*10

*5~7は電流密度を一定にして硫酸濃度を変えて処理し た場合の結果を示す。実施例8は封孔処理液に添加剤を 添加した場合の結果を示す。比較例1は電流密度が低す ぎる場合。比較例2は電流密度が高すぎる場合。比較例 3は硫酸濃度が低すぎる場合。比較例4は硫酸濃度が高 すぎる場合。比較例5は封孔処理を行わなかった場合。 比較例6は電解粗面化処理を行わなかった場合。それぞ れの結果を以下、表1にまとめる。

[0138]

【表1】

※β-アラニン

メタノール

アミノエチルホスホン酸

【0142】画像形成層の形成方法

フェニルホスホン酸

表 1	T 422		基接酸化	èn XIII	\$4.71	処理	クリア	汚		残
	電解						7. 7.		7	色
	粗面	電流	硫酸	皮膜量	処理	添加	感度	n	-	2
	化処	密度	濃度		Ì	割	[mJ/		枚	'
	理	[A/	[g/リナ	[g/m²]	1		cm²]	}	数	'
		din ²]	14		L					
実施例1	有り	1	300	2.8	有り	無し	75	0	0	0
実施例2	有り	5	300	2.8	有り	無し	80	0	0	0
実施例3	有り	10	300	2. 8	有り	無し	85	0	0	0
実施例4	有り	30	300	2.8	有り	無し	90	0	0	0
実施例5	有り	5	300	2.8	有り	無し	80	0	©	0
実施例 6	有り	5	400	2. 8	有り	無し	75	0	0	0
実施例フ	有り	5	500	2. 8	有り	無し	70	0	0	0
実施例8	有り	5	300	2.8	有り	有り	80	0	0	0
比較例1	有り	0.5	300	2. 8	有り	無し	70	×	ж	×
比較例2	有り	35	300	2. 8	有り	無し	100	0	Δ	۵
比較例3	有り	5	250	2. 8	有り	無し	80	0	0	×
比較例 4	有り	5	550	2.8	有り	無し	75	×	×	×
比較例5	有り	5	300	2.8	無し	無し	100	×	×	×
比較例6	無し	5	300	2. 8	有り	無し	80	×	×	0

【0139】汚れ:◎;全く汚れない、○;少し汚れ る、△;汚れる、×;かなり汚れる、××;全面汚れる 残色:◎;全く認められない、○;少し認められる、 △;有り、×;かなり多い、××;非常に多い

刷了枚数: ②;3万枚以上、〇;3万枚未满1万枚以 上、△;1万枚未満3千枚以上、×;3千枚未満100 枚越え、××;100枚以下

【0140】 (実施例9~16および比較例7~12: サーマルネガ型画像形成層) 封孔処理方法までは実施例 1~8および比較例1~6に準じ、下記表2の通りとし

B型下塗りの形成方法

下記組成のB型下塗り剤を乾燥後の塗膜被覆量が4mg /m²となるように塗布乾燥させた。

[0141]

40 [0143]

B型下塗り剤

画像形成層塗布液(処方C)

・光または熱によって酸を発生する下記化合物

0.2g

れを平版印刷版用原版とした。

・酸により架橋する下記架橋剤(フェノール誘導体)

0.7g

0.05g0.05g

0.05g

40 g 6 0 g

上記のB型下塗り剤を塗布した基板上に下記画像形成層

塗布液(処方C)を塗布バーにて塗布し、100℃オー

ブンで1分間、乾燥させた。塗布液の塗布前後の厚みを

マイクロメータで10点計測し平均した結果、サーマル ネガ型画像形成層(処方C)膜厚は平均1.5 μm、標

準偏差 0.8 μ m であった。塗布液の塗布前後の重量変 化と比重から算出した厚みは、1.7 μmであった。こ

・バインダー(丸善石油化学(株)製のポリビニルフェノール

×

1.5g

「マルカリンカーMS-4P) ·赤外線吸収剤NK-3508(商品名)

0.15g

0.05g

(日本感光色素研究所(株)製)

・その他添加剤

ビクトリアピュアブルーBO(C. I. 44040)

フッ素系界面活性剤(メガファックF-177、

0.06g

大日本インキ化学工業(株)製)

溶剤

メチルエチルケトン 15g1-メトキシー2-プロパノール 5 g メチルアルコール 7 g

[0144]

* *【化18】

光または熱によって酸を発生する化合物

酸により架橋する架橋剤

【0145】レーザー照射条件及び現像条件 得られた平版印刷版用原版を各々、波長1064mmの

赤外線を発する固体レーザーの連続発振YAGレーザー (最大光出力0.724W)で露光した。走査速度12 0 c m/s、 $1/e^2$ ビーム直径: $D=35 \mu \text{ m}$ (ビー ムプロファイルは良好なガウス分布であったのでガウス 分布近似し、ピーク最大強度の1/e²光出力の位置を ビーム直径とした。)で露光した後、140℃に温度設 定したオーブン内で45秒間加熱処理した。その後、加 30 【0146】 熱処理されたサンプルを浸漬型現像槽を有する市販の自※

アルカリ現像処理液の組成

- ・Dーソルビット
- ・水酸化ナトリウム
- ジエチレントリアミンペンター (メチレンホスホン酸) 5Na塩

• 水

【0147】クリア感度、印刷評価方法は、現像条件等 を上記の通りにした以外は、実施例1~8および比較例 1~6と同じ方法でおこなった。

【0148】実施例9~12は硫酸濃度を一定にして電 流密度を変えて処理した場合の結果を示す。 実施例13 ~15は電流密度を一定にして硫酸濃度を変えて処理し た場合の結果を示す。実施例16は封孔処理液に添加剤

※動現像機PS-900NP (富士写真フイルム (株)

製)を用いて現像処理を行った。このPS-900NP の現像処理槽には、下記組成のアルカリ現像処理液(p H約13) が20リットル仕込まれ、現像処理液の温度 は30℃に保温してあった。PS-900NPの第2浴 目には、水道水を8リットル、第3浴目には、FP2W (富士写真フイルム(株)製):水=1:1で希釈した フィニッシングガム液を8リットル仕込んだ。

2. 5重量%

0.85重量%

0.05重量%

96.6重量%

を添加した場合の結果を示す。比較例7は電流密度が低 すぎる場合。比較例8は電流密度が高すぎる場合。比較 40 例9は硫酸濃度が低すぎる場合。比較例10は硫酸濃度 が高すぎる場合。比較例11は封孔処理を行わなかった 場合。比較例12は電解粗面化処理を行わなかった場 合。それぞれの結果は以下の表2のようになった。

【表2】

表 2					,			,		
	電解	6	場極酸化	酸化処理		封孔処理		汚	刷	残
i	粗面	電流	硫酸	皮膜量	処理	添加	感度	れ	7	色
	化処	密度	濃度		1	剤	[mJ/	·	枚	1
İ	理	[A/	[g/3]	[g/m²]	ļ	ĺ	cm²]		数	l
		dm ²]	ha]_		Ĺ	l			Ì	
実施例9	有り	1	300	2. 8	有り	無し	115	0	0	0
実施例10	有り	5	300	2. 8	有り	無し	120	0	0	0
実施例11	有り	10	300	2. 8	有り	無し	130	0	©	0
実施例 12	有り	30	300	2. 8	有り	無し	135	0	0	0
実施例 13	有り	5	300	2. 8	有り	無し	120	0	0	0
実施例 14	有り	5	400	2.8	有り	無し	115	0	0	0
実施例 15	有り	5	500	2.8	有り	無し	105	0	0	0
実施例 16	有り	5	300	2.8	有り	有り	120	0	0	0
比較例7	有り	0. 5	300	2.8	有り	無し	105	ж	ж	×
比較例8	有り	35	300	2.8	有り	無し	150	0	Δ	Δ
比較例9	有り	5	250	2.8	有り	無し	115	0	0	Δ
比較例 10	有り	5	550	2.8	有り	無し	115	×	×	×
比較例11	有り	5	300	2.8	無し	無し	150	×	×	×
比較例 12	無し	5	300	2. 8	有り	無し	120	×	×	0

【 0 1 4 9 】汚れ: ◎; 全く汚れない、○; 少し汚れる、△; 汚れる、×: かなり汚れる、××: 全面汚れる 残色: ◎; 全く認められない、○; 少し認められる、 △; 有り、×; かなり多い、××: 非常に多い

刷了枚数: ◎;3万枚以上、○;3万枚未満1万枚以上、△;1万枚未満3千枚以上、

×;3千枚未満100枚越え、××;100枚以下

【0150】 (実施例17~24および比較例13~18:アブレーションポジ型画像形成層) 封孔処理方法までは実施例1~8および比較例1~6に準じ、下記表3の通りとした。

【0151】画像形成層の形成方法

上記封孔処理を行って支持体上にアブーレーション型の画像形成層塗布液を塗布乾燥させた。即ち、下記画像形成層塗布液(処方D)を塗布バーにて塗布し、120 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 30 オーブンで1分間、乾燥させた。画像形成層(処方D)の塗布前後の厚みをマイクロメータで10点計測し平均した結果、画像形成層(処方D)膜厚は平均 1μ m±標準偏差 0.8μ mであった。画像形成層の塗膜形成前後の重量変化と比重から算出した厚みは、 1μ mであった。

画像形成層塗布液(処方D)

ベヘン酸: 5mg、PMMA: 41mg(アルドリッチ、平均分子量996000(GPC))、Cyabs orb IR-165(American Cynam 40 id):8mgを13ccクロロホルムに溶解し、画像 形成層塗布液(処方D)を作成した。

【0152】レーザー露光条件

クリア感度、印刷評価方法は、現像処理を行わない以外は、実施例1~8および比較例1~6と同じ方法でおこなった。

【0153】実施例17~20は硫酸濃度を一定にして電流密度を変えて処理した場合の結果を示す。実施例21~23は電流密度を一定にして硫酸濃度を変えて処理した場合の結果を示す。実施例24は封孔処理液に添加剤を添加した場合の結果を示す。比較例13は電流密度が低すぎる場合。比較例14は電流密度が高すぎる場合。比較例15は硫酸濃度が低すぎる場合。比較例16は硫酸濃度が高すぎる場合。比較例17は封孔処理を行わなかった場合。比較例18は電解粗面化処理を行わなかった場合。それぞれの結果は以下の表3のようになった。

[0154]

【表 3】

61

表 3										
	電解	陽極酸化処理			封孔処理		クリア	汚	刷	残
1	粗面	電流	硫酸	皮膜量	処理	添加	感度	れ	7	色
}	化処	密度	温度		{	剎	[mJ/		枚	, ,
ļ	理	[A/	[g/リォ	$[g/m^2]$	1	į	cm²]		教	
ļ		chn ²]	[44]		l					
実施例17	有り	1	300	2.8	有り	無し	115	0	0	0
実施例 18	有り	5	300	2.8	有り	無し	120	0	0	0
実施例 19	有り	10	300	2. 8	有り	無し	130	0	0	0
実施例 20	有り	30	300	2.8	有り	無し	135	0	©	0
実施例21	有り	5	300	2.8	有り	無し	120	0	0	0
実施例22	有り	5	400	2. 8	有り	無し	115	0	0	0
実施例23	有り	5	500	2.8	有り	無し	105	0	0	0
実施例24	有り	5	300	2. 8	有り	有り	120	0	0	0
比較例13	有り	0.5	300	2. 8	有り	無し	105	×	×	×
比較例14	有り	35	300	2. 8	有り	無し	150	×	×	×
比較例15	有り	5	250	2. 8	有り	無し	115	×	×	×
比較例16	有り	5	550	2.8	有り	無し	115	×	×	×
比較例17	有り	5	300	2.8	無し	無し	150	×	×	×
比較例18	無し	5	300	2. 8	有り	無し	120	×	×	×

【0155】汚れ:◎;全く汚れない、○;少し汚れる、△;汚れる、×;かなり汚れる、××;全面汚れる 残色:◎;全く認められない、○;少し認められる、 △;有り、×;かなり多い、××;非常に多い 刷了枚数:◎;3万枚以上、○;3万枚未満1万枚以 上、△;1万枚未満3千枚以上、×;3千枚未満100 枚越え、××;100枚以下

[0156]

*【発明の効果】本発明に係わる平版印刷版用原版は、電解粗面化処理後に、平均電流密度1~30A/dm²の電流を用い硫酸濃度300~500g/リットルの電解液中で陽極酸化処理され、次いで封孔処理された金属支20 持体金属支持体を用いることにより、感度、汚れ、耐刷性能を維持しながら、残色性能、残膜性能を良化することができた。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H025 AA00 AA01 AA12 AB03 AC08

ADO1 ADO3 CC20 DA18 DA20

EA01 FA10 FA17 FA19

2H096 AA07 AA08 BA16 BA20 CA01

CA03 CA20 EA04 GA08 GA45

2H114 AA04 AA22 AA23 AA24 BA01

DA04 DA25 DA26 DA32 DA52

DA73 DA78 EA03 EA04 GA03

GA05 GA06 GA08 GA09 GA34

GA38

*